



การสร้างเตาอาร์คพลาสมา
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโลหะกรรมพลาสมา

โดย

วีระชัย บัญชรเทวกุล
สุวิทย์ ปุณณชัยยะ

โครงการวิจัย เลขที่ 68-MRD-2524
ทุนส่งเสริมการวิจัยวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ ฯ

พ
วศ 15
001831

มิถุนายน 2525



สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่รับผิดชอบ
ต่อผลเสียใด ๆ อันอาจเกิดจากการนำความคิดเห็นในเอกสาร
ฉบับนี้ไปใช้ ความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารเป็นความคิดเห็น
ของผู้เขียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของสถาบัน ฯ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การสร้างเตาอาศัพลาสมาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโลหะกรรมพลาสมา

โดย

อาจารย์ วีระชัย บัญชรเทวกุล
วุฒิ วศ.บ. (จุฬาฯ), วิศว.ม. (จุฬาฯ)

อาจารย์ สุวิทย์ วัฒนชัยยะ
วุฒิ ค.อ.บ. (เทคโนโลยีอาชีวศึกษา)

โครงการวิจัยเลขที่ 68-MRD-2524

ทุนส่งเสริมการวิจัยวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2525

บทคัดย่อ

การสร้างเตาอาร์คพลาสมาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านโลหะกรรมพลาสมา เป็นงานวิจัยต่อเนื่องจากเรื่อง "การพัฒนาอาร์คพลาสมา" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยระดับห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้านโลหะกรรมพลาสมา ในเรื่อง การเชื่อม การหลอม และการถลุงโลหะ เป็นต้น การพัฒนาพลาสมาที่ใช้เป็นฮีทเตอร์ ซึ่งสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นคพลาสมาที่ใช้ในงานตัดโลหะ รวมทั้งการศึกษาระบบอาร์คแบบนั้น-ทรานส์เฟอร์ (Non-transferred) และแบบทรานส์เฟอร์ (Transfer)

สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการวิจัย คือ ปัญหาในการสร้างคพลาสมาให้มีลักษณะตรงตามแบบที่กำหนดไว้ เนื่องจากขาดช่างฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน และมีประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมในการใช้งาน ปัญหาการไหลของพลาสมาจากขั้วที่ผลต่อการฟุ้งกระจายของวัสดุขณะใช้งาน ความร้อนจากเปลวพลาสมาที่ผลต่อการอาร์ค และระบบระบายความร้อน ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่เกิดอาร์คขณะใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ใช้งาน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

The development of arc plasma furnace with applications in metallurgy is a continuation of the work done earlier on "Arc Plasma Development" The objective is to extend the research work in plasma metallurgy up to laboratory scale especially in welding, melting and ore processing. Studies of transferred and non-transferred arcs essential for the development of plasma torches are also included. Besides a plasma burner is modified as plasma torch for cutting.

The main obstacle in the research and development in the lack of supporting facilities in fabricating the furnace which must be carried out by skillful technicians with precise machine tools. Moreover problems in the dispersion of samples in powder forms at high plasma gas flow rate cooling of the furnace, rotation of arc over the samples for uniform heat treatment and the safety measures for research works during operation are yet to be solved.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาณี มังคละวิรัช ผู้ริเริ่มให้มีการดำเนินการและสนับสนุนงานวิจัยอาศัพทมูลวิทยาอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ สุวรรณ แสงเพชร หัวหน้าภาควิชานิเวศวิทยาเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ มณี สัตริจินดา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ที่ให้กำลังใจตลอดจนให้คำแนะนำด้านการดำเนินงาน ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ ที่อุทิศทุนวิจัยรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชานิเวศวิทยาเทคโนโลยี ทุกท่าน

งานพิมพ์และวิจัยนี้สำเร็จลงด้วยดี ด้วยการช่วยเหลืออย่างดีจากคุณไพฑูริย์ นวลนิล คุณเดโช ทองอร่าม และคุณมะลิวัลย์ แยมพราย ที่กรุณาใช้เวลาช่วยงานด้านสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อแผนภาพ

แผนภาพที่	ชื่อแผนภาพ	หน้า
1	แสดงระบบการทำงานของเตาอาร์คพลาสมาที่ พิจนาลัย	12
2	แสดงระบบควบคุมของเตาอาร์คพลาสมา	13
3	วงจรของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก	15
4	วงจรถ่ายทอดคิกตาไฟฟ้าสูง ความถี่สูง	16



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกับระดับพลังงานคลื่นของ โมเลกุลหรืออะตอมของผลึกร	1
2	แสดงการเกิดผลึกมาในภาชนะปิด	4
3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง energy content ของผลึกมากาเข้ากับอุณหภูมิของผลึกมาที่ความดันปกติ	7
4	แสดงการเกิดผลึกมาของกาซิไดอะตอมมิก และกาซิเฉื่อย	8
5	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้และกำลังไฟฟ้าเมื่อใช้อาร์กอนเป็น อาร์คผลึกมา	9
6	แสดงการกระจายของอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเปลวผลึกมา	10
7	แสดงการกระจายของ velocity pressure ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเปลวผลึกมา	10
8	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง duty cycle กับกระแสที่ใช้ในงาน	15
9	ก) แสดงลักษณะของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วขั้วขั้วขั้ว ข) แสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้าหลังผ่านวงจรเรียงกระแส ค) แสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้าหลังผ่านวงจรกรองกระแส	15
10	แสดงลักษณะของขดเหนี่ยวนำ (L_2) ซึ่งจะต้องทนต่อกระแสไฟฟ้าสูงได้	16
11	แสดงรายละเอียดของคพผลึกมาสำหรับใช้ในงานหลอมโลหะ และของจริงที่สร้างขึ้น	17
12	แสดงรายละเอียดของคพผลึกมาที่ใช้ในงานเป็นฮีทเตอร์และของจริงที่สร้างขึ้น	18
13	แสดงรายละเอียดของเบ้าหลอมโลหะ และของจริงที่สร้างขึ้น	19
14	แสดงการติดตั้งไดโอดบนแผ่นระบายความร้อน	21

รายชื่อย่อรูป

รูปที่	ชื่อย่อรูป	หน้า
15	แสดงเตาอาร์คพลาสมาขนาดกำลังไฟฟ้าประมาณ 20 kW ที่สร้างขึ้นสำหรับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ	22
16	แสดงการพัฒนา Non-transferred Arc Plasma	23
17	แสดงการพัฒนา Transferred Arc Plasma	24
18	แสดงการพัฒนาคอปพลาสมาที่ใช้งานเป็นฮีทเตอร์	25
19	แสดงการใช้ประโยชน์ของอาร์คพลาสมาในการเชื่อม รอยต่อเทอร์โมคัปเปิล	26
20	แสดงการใช้ประโยชน์ของพลาสมาในการถลุงโลหะ	27
21	แสดงการเป็นตัวของโลหะที่ถลุงในเบ้ากระแสกราฟไฟท์	28
22	แสดงการใช้ประโยชน์ของอาร์คพลาสมาในการหลอมโลหะ	29
23	แสดงตัวอย่างโลหะที่ได้จากการหลอม	30
24	แสดงการสึกของขั้วไฟฟ้าลบ เนื่องจากกระแสสูงเกินไป	36
25	แสดงผลของรังสีเหนือม่วง ที่ต่อผิวผนังขณะปฏิบัติงาน	36

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
รายชื่อแผนภาพ	ง
รายชื่อรูป	จ
บทที่ 1	
บทนำ	1
บทที่ 2	
การเกิดอาคารพลาสมา	4
พลาสมาภายใน	7
บทที่ 3	
การออกแบบและสร้างเตาอาคารพลาสมา	11
ระบบควบคุมการทำงานของเตาอาคารพลาสมา	13
แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก	14
ต้นกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง	16
ระบบระบายความร้อนและพลาสมาภายใน	20
บทที่ 4	
ผลการทดลอง	23
การประยุกต์ในงานโลหะกรรมพลาสมา	26
บทที่ 5	
วิจารณ์และสรุป	31
บรรณานุกรม	37

เลขที่ ๑๑
 เลขที่ ๑๕
 เลขทะเบียน ๐๐๑๘๓๑
 ๑๓ เดือน ๑๓ ๒๕๖๓



บทที่ 1

บทนำ

"สสาร" หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนและต้องการที่อยู่ ในโลกและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ นี้จะพบสสารได้ 4 สถานะด้วยกัน คือ ของแข็ง (solid) ของเหลว (liquid) ก๊าซ (gas) และพลาสมา (plasma) นอกจากนี้ยังมีอีกสถานะหนึ่งซึ่งไม่ค่อยพูดถึงกันนัก คือ นิวคลีออนิก (nucleonic) ความแตกต่างของสสารในแต่ละสถานะนี้จะขึ้นอยู่กับระดับพลังงานเฉลี่ยของโมเลกุลหรืออะตอมของสสารนั้น พลังงานเฉลี่ยที่กล่าวถึงนี้อาจเป็นผลมาจากอุณหภูมิหรือความต่างศักย์ทางไฟฟ้า หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวของโมเลกุลหรืออะตอมของสสารนั้น ๆ ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงหรือการดำรงอยู่ของสสารในแต่ละสถานะนี้อาจแสดงให้เข้าใจได้ง่าย โดยเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

	E	<	E_b	สสารจะอยู่ในสถานะ	ของแข็ง
E_b	<	E	<	E_v	" ของเหลว
E_v	<	E	<	E_i	" ก๊าซ
E_i	<	E			" พลาสมา
E_i	<<<	E			" นิวคลีออนิก

เมื่อ E คือ ระดับพลังงานเฉลี่ยของโมเลกุลหรืออะตอมของสสารนั้น ๆ

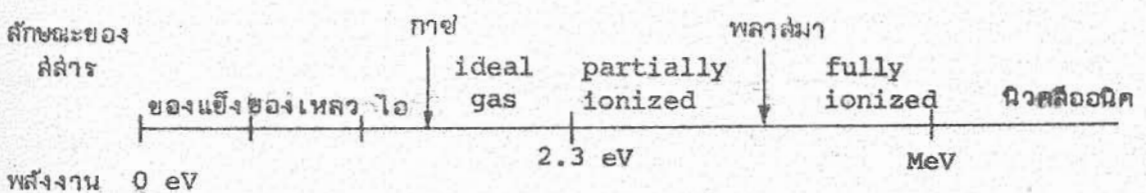
E_b คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผลึก

E_v คือ แรง Vander Waals

E_i คือ ศักย์ในการแตกตัวเป็นไอออน

หรืออาจแสดงให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกับระดับพลังงานเฉลี่ยของ

โมเลกุลหรืออะตอมของสสาร ดังในรูปที่ 1¹



รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สถานะ กับ ระดับพลังงานเฉลี่ยของโมเลกุลหรืออะตอมของสสาร

จากสัญญาณทางคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ที่แสดงในรูปที่ 1¹ จะเห็นได้ว่า สถานะของสสารที่เราพบเห็นกันอยู่บนพื้นโลกในชีวิตประจำวันนั้น มีอยู่ในช่วงพลังงานที่แคบมาก (0 จนถึง 2-3 eV) ในขณะที่พลาสมามีช่วงพลังงานจาก 2-3 eV ขึ้นไป จนถึงหน่วยเป็น MeV (fission fragment ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งมีพลังงานเฉลี่ยประมาณ 100 keV (มีเลขอะตอมในช่วง 50-60) นั้น จะมีประจุประมาณ 20 เท่า²) ทำให้เชื่อกันว่าในจักรวาลนี้ สสารจะอยู่ในสถานะของพลาสมามากที่สุด¹ ส่วนสถานะที่เป็นนิวคลีโออิดนั้น สามารถทำให้เกิดได้ง่ายเฉพาะธาตุที่มีเลขอะตอมน้อย ๆ เท่านั้น เช่น ในการควบคุมให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันนั้น นิวคลีโออิดของธาตุไฮโดรเจนจะอยู่ในสถานะของนิวคลีโออิด ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ง่าย สำหรับธาตุที่มีเลขอะตอมสูงจะทำให้อยู่ในสถานะนิวคลีโออิดได้ยากมาก

ในการเปลี่ยนสถานะจากกาซเป็นพลาสมาได้นั้น จะเกิดขึ้นเมื่อกาซมีพลังงานของ โมเลกุลหรืออะตอมสูงกว่าศักย์ในการแตกตัวเป็นไอออน (ionizing potential) ผลที่เกิดขึ้นก็คือกาซจะแตกตัว (ionize) ออกเป็นไอออนบวก และอิเล็กตรอน ไอออนบวก อิเล็กตรอน รวมทั้งโมเลกุลและอะตอมที่ยังเป็นอิสระที่รวมกันอยู่มี เราเรียกว่า "พลาสมา" พลาสมาที่เกิดขึ้นนี้เราแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. Partially ionized or weakly or cold plasma หมายถึง พลาสมา ซึ่งเกิดจากกาซเพียงบางส่วนเกิดการแตกตัวเป็นไอออน เราจะได้ไอออนบวก อิเล็กตรอน รวมทั้งโมเลกุลและอะตอมของกาซที่เป็นกลางปนกัน พลาสมาประเภทนี้มีอุณหภูมิไม่สูงมากนัก (อยู่ในช่วง $10^3 - 10^4$ K) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลหะ สสารเคมีและในอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งในการวิจัยนี้จะเน้นเฉพาะประโยชน์ของพลาสมาประเภทนี้ในด้านโลหกรรมพลาสมา (Plasma Metallurgy)

2. Completely or Fully ionized plasma หมายถึงพลาสมาที่เกิดจากกาซเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก และอิเล็กตรอนจนหมด จะต้องใช้พลังงานและอุณหภูมิสูงมากในการควบคุมให้เกิดขึ้น พลาสมาประเภทนี้ในปัจจุบันเราใช้ในการศึกษาและการควบคุมให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชัน เพื่อใช้ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชัน สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญในอนาคตแทนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

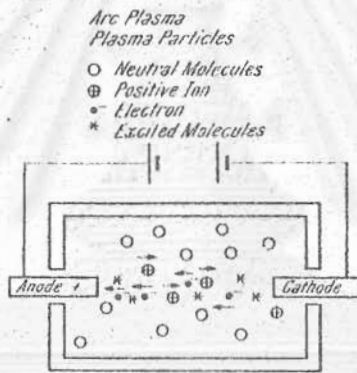
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ และในหนังสือเรียนที่กล่าวถึงการนำพลาสมาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เช่น การถลุง การหล่อหลอม การเคลือบผิว-ฉาบผิว การเชื่อมและการตัดโลหะ ฯลฯ โดยใช้อาร์คพลาสมา ซึ่งเรียกว่า โลหกรรมพลาสมา รวมทั้งจากผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช และอาจารย์ สุวิทย์ บุญชัยยะ เรื่อง "การพัฒนาอาร์คพลาสมา"³ และได้พัฒนา pilot arc plasma ขนาดกำลังไฟฟ้าประมาณ 1.5 กิโลวัตต์ (kW) สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก pilot arc plasma ที่พัฒนาขึ้นมามีขนาดกำลังไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ ใช้งานได้ในขอบเขตจำกัดเกินกว่าที่จะนำมาศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ในระดับห้องทดลอง (Lab scale) ได้ การวิจัยนี้จึงเน้นถึงการพัฒนา pilot arc plasma ที่ได้ให้มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงขึ้น เพื่อสร้างเป็นเตาอาร์คพลาสมาสำหรับใช้ในห้องทดลอง มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงกว่า 20 kW และสามารถดัดแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้หลายประเภท โดยอาศัยวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถกัดซื้อและหาได้ในประเทศ และศึกษาการใช้ประโยชน์ของเตาอาร์คพลาสมาที่สร้างขึ้นมีในงานด้านโลหกรรมพลาสมา เช่น ใช้หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ สำหรับศึกษาทางโลหวิทยาสำหรับตัวอย่างจำนวนน้อย ๆ ศึกษาการออกแบบพลาสมาฮีตเตอร์ (plasma heater) การเชื่อมรอยต่อเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple junction welding) ศึกษาการเปลี่ยนระบบจาก non-transferred arc เป็น transferred arc ส่วนการศึกษาเรื่องกระแสถลุงโลหะ เช่น การถลุงเหล็กพองน้ำหรือโลหะอื่น ๆ และการเตรียม (ถลุง) ferro-alloys หรือ master alloys นั้นจะศึกษาเป็นขั้นตอนต่อไปถ้ามีเวลาพอเพียง จากประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบสร้างเตาอาร์คพลาสมาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยของภาควิชาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการสร้างขึ้นเองจากครุภัณฑ์และวัสดุที่มีอยู่แล้วบางส่วน หรือดัดแปลงสำหรับโรงงานตัวอย่าง (pilot plant) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะโดยตรงในอนาคต

บทที่ 2

การเกิดอาร์คพลาสมา

พลาสมาเป็นสถานะที่สี่ของสสาร เป็นกลุ่มก๊าซที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนอิสระ ไอออน ประจุบวก อะตอมและโมเลกุลที่เป็นกลางอยู่ร่วมกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงกลประสมประสานกัน พลาสมาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการถ่ายเทพลังงานให้ก๊าซ เป็นผลให้ก๊าซเกิดการแยกตัวและแตกตัวเป็นไอออนขึ้นบางส่วน พลาสมาที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถรักษาสภาพให้ดำเนินต่อไปได้ที่อุณหภูมิ 20,000 องศาเซลเซียส ขึ้นไป



รูปที่ 2 แสดงการเกิดพลาสมาในภาชนะปิด

ในรูปที่ 2 จะแสดงการเกิดอาร์คพลาสมาในภาชนะปิด ประกอบด้วยภาชนะปิดมีพลาสมา ก๊าซบรรจุอยู่ภายใน และมีขั้วไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์ป้อนอยู่ อยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน

จากรูป อิเล็กตรอนที่ เกิดขึ้นจากขั้วไฟฟ้าลบ (cathode) ในขณะที่วิ่งผ่านพลาสมา ก๊าซไปยังขั้วไฟฟ้าบวก (anode) จะชนกับอะตอมและโมเลกุลต่าง ๆ ในก๊าซ เกิดการถ่ายเทพลังงาน เป็นผลให้เกิดการแยกตัวและการแตกตัวเป็นไอออน หรือการแทนที่ของอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอม หรือทำให้พลังงานจลน์ของอะตอมหรือโมเลกุลเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกเร่งให้วิ่งไปยังขั้วไฟฟ้าบวกเช่นกัน เป็นผลให้เกิดการชนกัน การถ่ายเทพลังงาน และเกิดเป็นไอออนเพิ่มขึ้นอีกเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป ก๊าซจะอยู่ในสภาพที่เป็นตัวนำไฟฟ้า สามารถนำไฟฟ้าได้ในรูปของการ



เกิดสปาร์คขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าในช่วงแรก และเกิดอาร์คหลักในช่วงเวลาต่อมา ปริมาณของกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากจะไหลผ่านกาช ทำให้อิเล็กตรอนชนและถ่ายเทพลังงานให้กับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นตามไปด้วย เป็นผลให้อุณหภูมิของกาชสูงขึ้นอีกเป็นพลาลสมาที่ร้อนจัด เราสามารถทำให้อิเล็กตรอนมีอุณหภูมิสูง (พลังงานจลน์สูง) ได้ง่าย (สำหรับอิเล็กตรอน ความต่างศักย์ 1 โวลต์ จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิประมาณ 10,000 องศาเซลเซียส)¹ แต่การทำให้อุณหภูมิ (พลังงานจลน์) ของอนุภาคในกาชมีค่าใกล้เคียงกับอิเล็กตรอนนั้นทำได้ยาก เนื่องจากอนุภาคในกาชมีมวลสูงกว่าเป็นผลให้ต้องถูกชนมากกว่าสี่จะเกิดได้ การเพิ่มระดับพลังงานจลน์ของอนุภาคในกาชให้สูงขึ้น ทำโดยเพิ่มความดันของกาชให้สูงขึ้นเพื่อให้อนุภาคต่าง ๆ ในกาชมีพลังงานจลน์อยู่ในช่วงเดียวกับอิเล็กตรอน เป็นผลให้พลาลมาที่เกิดขึ้นมีเสถียรภาพที่ค่าพลังงานไฟฟ้าค่าหนึ่ง ๆ ที่ป้อนให้อุณหภูมิของพลาลมาที่ได้จะอยู่ในช่วง 7000-10000 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนจะอยู่ในช่วง 100,000 องศาเซลเซียส และอนุภาคอื่น ๆ (ไอออนประจุบวก อะตอม และโมเลกุลของกาช) จะมีอุณหภูมิในช่วง 10,000 องศาเซลเซียส⁴

ในการรักษาเสถียรภาพของพลาลมาให้คงอยู่ได้นั้นจะต้องมีพลังงานป้อนเข้าไปชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป เนื่องจากการแผ่รังสี (infrared, visible light, ultra violet) และช่วยในการนำไฟฟ้าให้ยังคงเกิดอยู่ในระดับเดิมตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขั้วไฟฟ้าจะมีผลให้แรงดันตกคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยแรงดันตกคร่อมจะลดลงในขณะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จนในที่สุดจะถึงสภาวะที่พลาลมาเกิดเสถียรภาพที่กระแสไฟฟ้าสูง และแรงดันตกคร่อมต่ำที่ระบะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าคงที่ค่าหนึ่ง ๆ

แม้ว่าพลาลมาในภาชนะปิดที่ควบคุมให้อยู่ในกาชที่มีความดันสูงจะเกิดได้ง่ายก็ตาม แต่เนื่องจากประโยชน์การใช้งานมีขอบเขตจำกัด จึงมีการออกแบบเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกขนาดเล็กที่ทำด้วยแก้วหรือโลหะ ปลายด้านหนึ่งจะมีขั้วไฟฟ้ามีลักษณะเป็นแท่งเสียบทะลุเข้าไปในภาชนะนั้น และขั้วไฟฟ้าซึ่งอยู่อีกปลายหนึ่งจะมีรู (orifice) เจาะไว้เพื่อให้สพาลสมาพุ่งออกไปใช้ประโยชน์ได้ ที่ผนังของภาชนะจะมีน้ำหรือกาชไหลผ่านด้านนอกเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบางส่วน และมีพลาลมากาชพุ่ง (ไหล) เข้าไปภายในภาชนะด้วยความดันสูง ลักษณะเป็นมันตันอยู่ระหว่างผนังของภาชนะและอาร์คที่เกิดขึ้นภายใน เนื่องจากผิวด้านนอกของภาชนะมีการระบายความร้อน บริเวณด้านนอกของสพาลสมาจะเป็นตัวกว่าภายในและแตกตัวเป็นไอออนน้อยลง มีการนำไฟฟ้าต่ำ ทำให้บริเวณใจกลางของสพาลสมามีความเข้ม (ความหนาแน่น) ของ

กระแสไฟฟ้าสูง อุณหภูมิและการนำไฟฟ้าของพลาสมาจะมีค่าสูงตามไปด้วย ซึ่งเราเรียกการเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ว่า "thermal pinch effect" เมื่อสพลาสมาพุ่งผ่านรูที่เจาะไว้ รูภายนอกจะถ่ายเทพลังงานจลน์สู่ลวดรอบ ๆ นั้นในรูปของความร้อน (โดยการนำ) และการแผ่รังสีซึ่งรังสีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนวิ่งชนกับ พลังงานจลน์นี้จะรวมถึงการเคลื่อนตัวของพลาสมา ซึ่งจะมีการถ่ายเทพลังงานในรูปของความร้อน นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่ได้จากการที่ไอออนสับกับอิเล็กตรอนกลายเป็นอะตอมและอะตอมของกาซิโดอะตอมผสมกันเป็นโมเลกุลอีกด้วย

วัสดุที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในต้นกำเนิดอาร์คพลาสมา

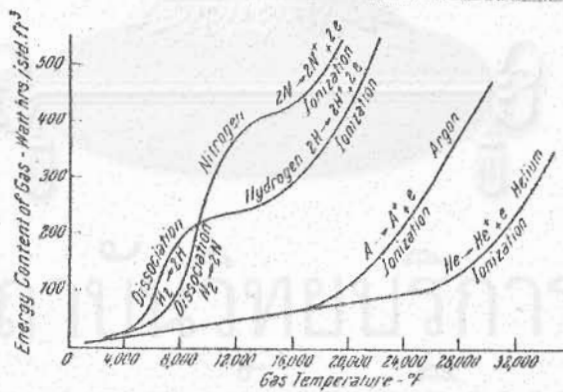
วัสดุที่นิยมใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในต้นกำเนิดอาร์คพลาสมา 3 ชนิด คือ ทังสเตน ทองแดง และกราฟไฟท์ ตามปกติจะใช้ทังสเตนเป็นขั้วไฟฟ้าลบ และทองแดงเป็นขั้วไฟฟ้าบวก ทังสเตนที่ใช้จะเป็นโลหะทังสเตนบริสุทธิ์ หรือจะมีธอเรียม (thoria) หรือเซอร์โคเนีย (Zirconia) ปนอยู่ก็ได้ เหตุที่นิยมใช้ทังสเตนเป็นขั้วไฟฟ้าเพราะทังสเตนมีคุณสมบัติให้อิเล็กตรอนได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน (thermionic emission) และมีจุดหลอมตัวสูง ส่วนทองแดงนั้นนิยมใช้เนื่องจากนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี ข้อเสียของทองแดงคือ มีจุดหลอมตัวต่ำ (1083°ซ) การใช้ทองแดงเป็นขั้วไฟฟ้าจึงต้องมีการระบายความร้อนให้พอเพียง หรือมีกลไกหมุนตรงบริเวณที่รองรับอาร์คเพื่อกระจายความร้อนมิให้ได้รับมากเกินไปจนเกิดหลอมละลายได้ ถ้ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่สูงนักอาร์คกาซิที่ใช้จะระบายความร้อนได้พอเพียงอยู่แล้ว กราฟไฟท์นิยมใช้เป็นขั้วไฟฟ้าเนื่องจากนำไฟฟ้าได้ดี แต่มีข้อเสียคือที่อุณหภูมิสูงกราฟไฟท์จะกลายเป็นไอได้ง่ายในการใช้งานจะต้องมีการระบายความร้อนจากขั้วไฟฟ้าหรือหมุนขั้วไฟฟ้าตลอดเวลา และจะมีไอของกราฟไฟท์ปน (contaminate) อยู่ในพลาสมาเสมอ

การออกแบบลักษณะขั้วไฟฟ้ามีความสำคัญมากในการใช้งานต้นกำเนิดพลาสมา เนื่องจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดอาร์คไม่ทั่วถึง เป็นผลให้พลาสมาที่เกิดขึ้นไม่มีเสถียรภาพ โดยปกติจะออกแบบให้ขั้วไฟฟ้านั้นมีลักษณะเป็นแท่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นวงแหวนหรือรูปทรงกระบอก พลาสมาจากขั้วจะผ่านเข้ามารอบ ๆ ขั้วไฟฟ้าผ่านอาร์คแล้วพุ่งผ่านรูของขั้วไฟฟ้าที่เจาะไว้ออกไปด้านนอก หรือผ่านอาร์คในบริเวณที่มีช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง (gap) น้อยที่สุดในการที่ขั้วไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งเป็นรูปวงแหวนหรือรูปทรงกระบอกตามลำดับ ๘ พลาสมา

ทั่วไปจะใช้แท่งทังสเตนเป็นขั้วไฟฟ้าลบ และใช้ทรงกระบอกหรือวงแหวนทำด้วยทองแดงเป็นขั้วไฟฟ้าบวก แท่งกราฟไฟท์ถ้าใช้เป็นขั้วไฟฟ้าจะทำหน้าที่เป็นขั้วบวกเสมอ ในบางกรณีจะออกแบบให้ขั้วไฟฟ้ามีลักษณะเป็นรูวงแหวนที่มีแนวจุดศูนย์กลางร่วมกัน หรือมีลักษณะเป็นวงแหวนที่ขนานกันก็ได้

พลาลสมากาซ

พลาลสมากาซที่ใช้ในต้นกำเนิดอาร์คพลาลสมาจะทำหน้าที่ห่อหุ้มขั้วไฟฟ้าพร้อมกับพาความร้อนที่ได้จากพลาลสมาไปใช้ประโยชน์และในขณะที่เดียวกันจะรักษาสภาพของพลาลสมาให้อยู่สภาวะสมดุลย์(มีเสถียรภาพ) ด้วย ในการเลือกพลาลสมากาซจะพิจารณาถึง energy content ของกาซ ความไวในการเกิดปฏิกิริยา (reactivity) และราคาของกาซเป็นหลัก พลาลสมากาซที่นิยมใช้กันทั่วไปมีไฮโดรเจน (H_2) ไนโตรเจน (N_2) ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) และอากาศ (air) ความสัมพันธ์ระหว่างค่า energy content ของกาซกับอุณหภูมิของพลาลสมาของพลาลสมากาซจะแสดงในรูปที่ 3

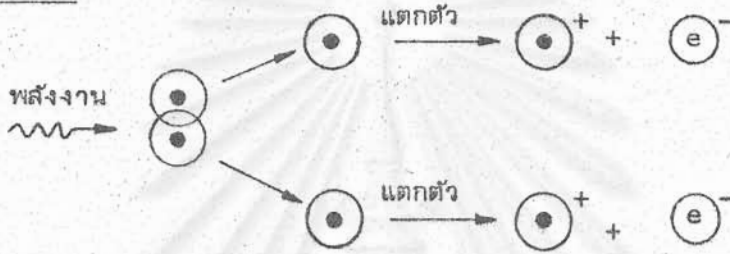


รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง energy content ของพลาลสมากาซ กับอุณหภูมิของพลาลสมาที่ความดันปกติ

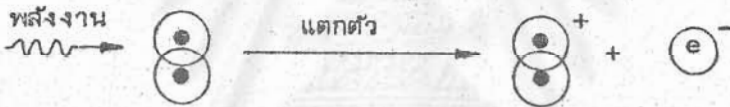
จากรูปจะพบว่าค่า energy content ในการเกิดพลาลสมาของกาซไนโตรเจนและไฮโดรเจนมีค่าสูงกว่าของกาซอาร์กอนและฮีเลียม เนื่องจากกาซไนโตรเจนและไฮโดรเจนเป็นกาซไดอะตอมมิก (หนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยสองอะตอม) จึงมีการดูดกลืนพลังงานเพื่อใช้ในการ

แตกตัวเปลี่ยนจากโมเลกุลเป็นอะตอมและดูดกลืนพลังงานเพิ่มขึ้นอีกเพื่อแตกตัวเกิดเป็นไอออน หรือโมเลกุลของก๊าซไดอะตอมมีค่าอาจจะแตกตัวเป็นไอออนกับอิเล็กตรอนเลย ซึ่งจะทำให้ พลาสมาที่เกิดขึ้นมีค่า energy content สูงกว่าก๊าซอาร์กอน และฮีเลียมที่เป็นก๊าซเฉื่อย และอยู่ในสภาพเป็นอะตอมโดยปกติอยู่แล้ว และจะมีการดูดกลืนพลังงานเพื่อแตกตัวเกิดเป็น ไอออนเพียงขั้นตอนเดียว ดูรูปจากรูปที่ 4 ประกอบ

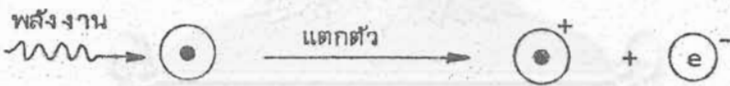
ก. ก๊าซไดอะตอมมีค



หรือ



ข. ก๊าซเฉื่อย

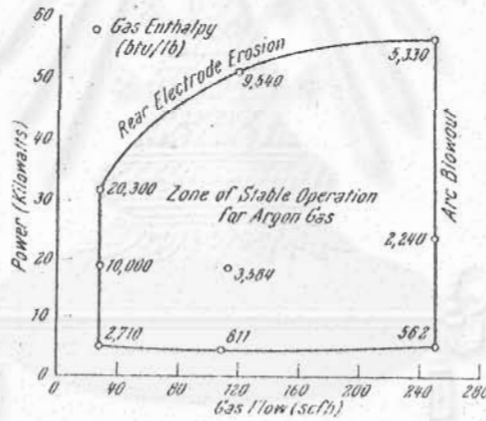


รูปที่ 4 แสดงการเกิดพลาสมาของก๊าซไดอะตอมมีค และก๊าซเฉื่อย

ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซที่หาได้ง่ายมีราคาถูก และมีค่า internal energy สูง จึงนิยมใช้เป็นอาร์คก๊าซมากที่สุด ในเวลาที่ใช้จะผสมกับก๊าซไฮโดรเจนประมาณ 10% เพื่อเพิ่ม ค่า heat content และคุณสมบัติในการส่งผ่านความร้อนให้สูงขึ้น ในขณะที่เดียวกับก๊าซไฮโดรเจนที่ผสมลงไปนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ในพลาสมาด้วย ข้อเสียของการใช้ก๊าซไนโตรเจนก็คือ ไนโตรเจนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับวัสดุที่รับความร้อนจากอาร์ค พลาสมาเกิดเป็นสารประกอบไนไตรด์ขึ้น ทำให้ขอบเขตของการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป็นพลาสมา ก๊าซในงานต่าง ๆ ลดลง ในกรณีที่ต้องการควบคุมบรรยากาศของอาร์คพลาสมาให้เป็นก๊าซเฉื่อยอย่างสมบูรณ์จะใช้อาร์กอนเป็นพลาสมา ก๊าซ อากาศสามารถใช้เป็นพลาสมาได้ แต่ การใช้งานจะมีขอบเขตจำกัดมาก เนื่องจากจะเกิดออกซิเดชัน (oxidation) ขึ้นที่ขั้วไฟฟ้า

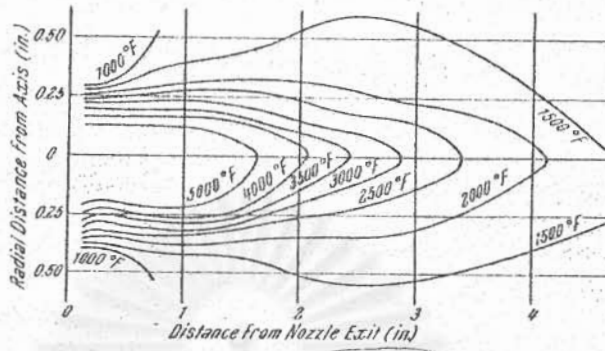
ทั้งล่องช้าอย่างรวดเร็ว

การควบคุมอัตราการไหลของพลาสมาทำให้เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของอาร์คพลาสมา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยจะต้องควบคุมอย่างระมัดระวังในขณะที่กระแสไฟวิ่งผ่านอาร์คเพื่อไม่ให้อาร์คดับหรือเกิด thermal pinch effect ไม่พอที่จะบีบลำอาร์คพลาสมาวิ่งผ่านรู (nozzle) ที่เจาะไว้ได้ การปรับอัตราการไหลของพลาสมาไม่เหมาะสมอาจทำให้คัพพลาสมาที่ใช้เสียหายมาก การปรับอัตราการไหลของพลาสมาให้เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของอาร์คพลาสมาที่ใช้จะทำให้อาร์คที่เกิดขึ้นมาเสถียรภาพและใช้งานได้ดี ในช่วงของการใช้งาน ซึ่งเราเรียกว่า "envelope" ช่วง envelope สำหรับพลาสมาแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน เช่น ก๊าซอาร์กอนจะมีช่วง envelope ดังในรูปที่ 5

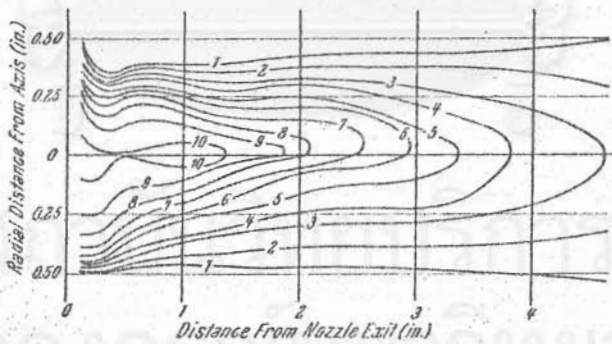


รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล (flow rate) และกำลังไฟฟ้า (arc power) เมื่อใช้อาร์กอนเป็นอาร์คพลาสมา

รูปที่ 6 และ 7 แสดงให้เห็นถึงการกระจายของอุณหภูมิ (temperature distribution) และการกระจายของ velocity pressure ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเปลวพลาสมา (arc plasma discharge) ขนาด 18 กิโลวัตต์



รูปที่ 6 แสดงการกระจายของอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเปลวพลาสมา



รูปที่ 7 แสดงการกระจายของ velocity pressure ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเปลวพลาสมา

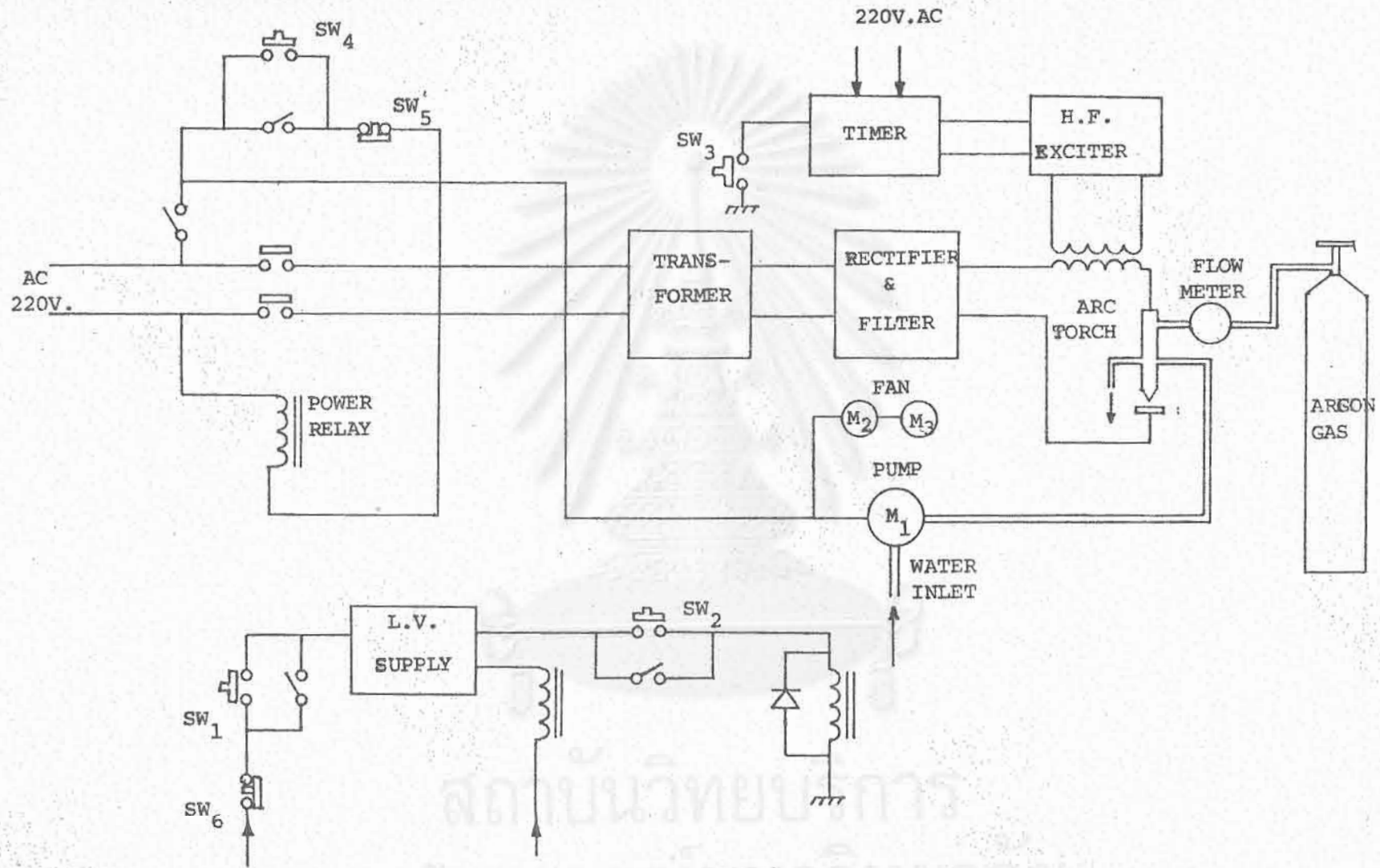
การออกแบบและสร้างเตาอาร์คพลาสมา

เตาอาร์คพลาสมาที่สร้างขึ้นสำหรับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการนี้ วัสดุทุกชิ้นสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ โดยมีการดัดแปลงให้เหมาะสมและสร้างในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ส่วนประกอบหลักของเตาอาร์คพลาสมาที่สร้างขึ้นมีดังนี้

1. ระบบควบคุมการทำงานของเตาอาร์คพลาสมา (Plasma Arc Furnace Control System)
2. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก (Main Power Supply)
3. ต้นกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง (High Voltage-High Frequency Exciter)
4. คบพลาสมา (Plasma Torch)
5. ระบบระบายความร้อนและพลาสมาก๊าซ (Cooling System and Plasma Gas)

ส่วนประกอบหลักดังกล่าวที่สร้างขึ้น มีลักษณะการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 (แสดงอยู่ในหน้าถัดไป) โดยเริ่มจาก

- กดสวิตช์หมายเลขหนึ่งเพื่อจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าศักดาต่ำไปยังส่วนควบคุมอื่น ๆ
- กดสวิตช์หมายเลขสองเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำและพัดลมในระบบระบายความร้อน
- เปิดวาล์วให้พลาสมาก๊าซไหลผ่านคบพลาสมา ก่อนที่จะกดสวิตช์หมายเลขสาม ซึ่งตั้งเวลาการทำงานของต้นกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง เพื่อเหนี่ยวนำให้พลาสมาก๊าซเกิดแตกตัวเป็นไอออนและมีสปาร์คเกิดขึ้น
- อาร์คพลาสมาจะเกิดขึ้นโดยการควบคุมสวิตช์หมายเลขสี่ อาร์คพลาสมาที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานตามต้องการ โดยการปรับค่ากระแสไฟฟ้าและอัตราการใช้ของพลาสมาก๊าซให้เหมาะสม



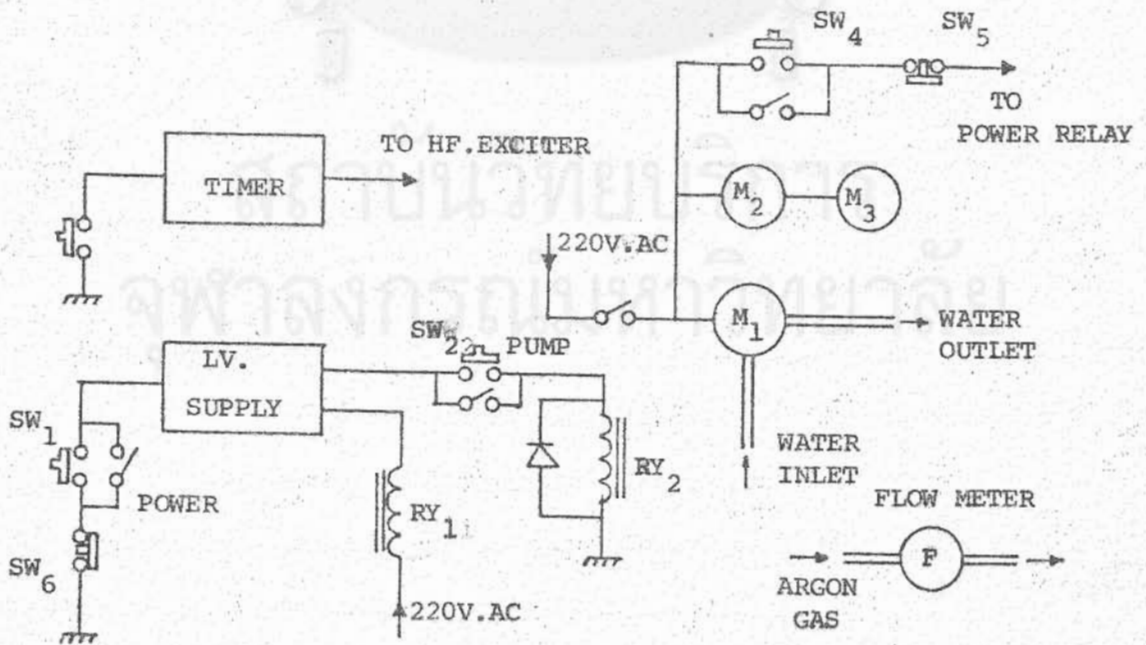
แผนภาพที่ 1 แสดงระบบการทำงานของเตาอาร์คพลาสมาที่พัฒนาขึ้น

- เมื่อการใช้จ่ายงานสิ้นสุดลง จะกดสวิตช์หมายเลขห้า เพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก เป็นการตัดอาร์คพลาสมา แต่เครื่องสูบน้ำและพัดลมจะทำงานเพื่อระบายความร้อนที่มีอยู่ต่อไป
- ปิดวาล์วให้พลาสมาจากขั้วแคโทดไหลและกดสวิตช์หมายเลขหก เพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟที่เข้าสู่เตาอาร์คพลาสมาทั้งหมด (เครื่องสูบน้ำและพัดลมขั้วแคโทดทำงาน)

ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวจะเป็นไปตามลำดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้เนื่องจากใช้ระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์และรีเลย์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้งาน รายละเอียดของส่วนประกอบหลักมีดังนี้

ระบบควบคุมการทำงานของเตาอาร์คพลาสมา

ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่องของสวิตช์สั่งงานบนหน้าปัด ตั้งแต่สวิตช์หมายเลขหนึ่งถึงสวิตช์หมายเลขหก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังส่วนต่างๆ ในระบบระบายความร้อน อัตราการไหลของพลาสมาจากขั้วซึ่งควบคุมด้วย flowmeter (F₁) การตั้งเวลาการทำงานของต้นกำเนิดสวิตช์ไฟฟ้าสูงความถี่สูง ซึ่งจะทำงานนานประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อให้พลาสมาจากขั้วแคโทด เป็นไอออนเกิดสปาร์คขึ้น รวมทั้งการเปิดอาร์คหลักเกิดเป็นอาร์คพลาสมา วงจรการทำงานจะแสดงในแผนภาพที่ 2



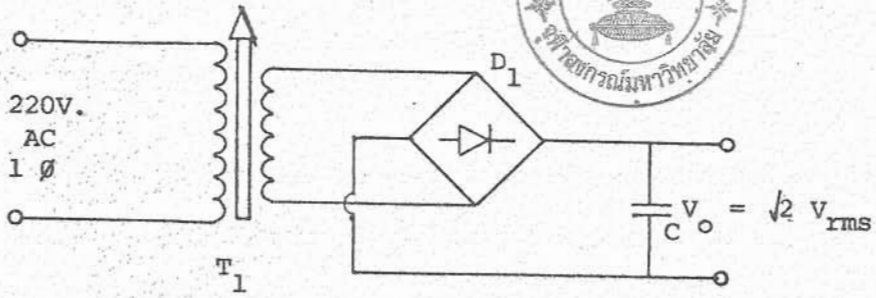
แผนภาพรูปที่ 2 แสดงระบบควบคุมของเตาอาร์คพลาสมา

แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก

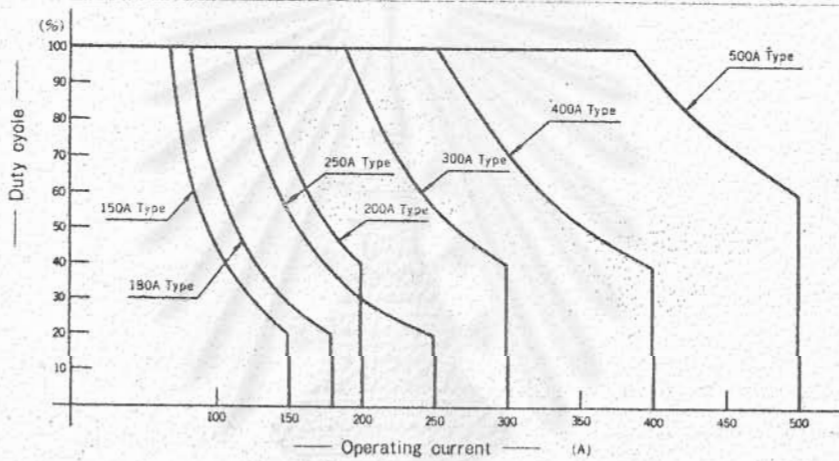
ออกแบบให้จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 20 กิโลวัตต์เมื่อเกิดอาร์คพลาสมาและใช้
กระแสไฟฟ้าสูงสุด ใช้กับไฟฟ้าชนิดเฟสเดียว ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ต้นกำเนิดศักดา
ไฟฟ้าถึงความถี่สูงตลอดเวลาในขณะที่ใช้งานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกระแสสลับในระบบจ่ายกำลัง
ไฟฟ้าหลักให้เป็นกระแสตรงซึ่งประกอบด้วย

- เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับขนาดกำลังไฟฟ้า 13 กิโลวัตต์ จำนวนสองหน่วย
เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก และสามารถตัดแปลงเพื่อฝากสลับไปใช้ในงานเชื่อม
โลหะทั่วไปได้ด้วย
- วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridged Rectifier) ประกอบด้วยซิลิคอน
ไดโอด เรกติไฟเออร์ 4 ตัว ต่อเป็นวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์สำหรับเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้าแต่ละหน่วย เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง สามารถใช้
งานแยกกัน หรือร่วมกันก็ได้ โดยขึ้นกับความต้องการและจุดประสงค์ของการใช้งาน
- ชุดกรองกระแส (Filter) ประกอบด้วยคาปาซิเตอร์ต่อขนานกับวงจรเรียง
กระแสแต่ละหน่วย ทำหน้าที่ลดการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า

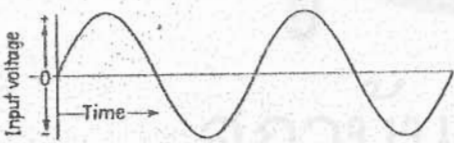
แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแต่ละหน่วยจะมีวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพที่ 3 จากรูปจะพบว่า
แรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวขนาด 220 โวลต์ จะถูกป้อนเข้าทางขดปฐมภูมิของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า-
กระแสสลับ (T_1) ซึ่งทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำทางขดทุติยภูมิ มีแรงดันวงจรเปิด
(Open circuit voltage) 80 โวลต์ สามารถจ่ายกระแสในช่วง 45-300 แอมแปร์
มีค่า duty cycle 40% ที่ค่ากระแส 300 แอมแปร์ ดังรูปที่ 8 ไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสสลับ
ที่ได้ (รูป 9.ก) จะต่อเข้ากับวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (D_1) ซึ่งประกอบด้วยซิลิคอน ไดโอด
4 ตัว เพื่อให้กระแสขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มีลักษณะเต็มคลื่น และมีแรงดัน V_{rms} โวลต์
(รูป 9.ข) เนื่องจากในช่วงของส่วนที่แรงดันตกถึง 0 โวลต์จะทำให้อาร์คไม่สามาร
รักษาสภาพอยู่ได้ จึงต้องต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับวงจรเพื่อทำหน้าที่ขจัดเขยไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้
ให้มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่ และทำให้แรงดันเพิ่มสูงขึ้นเป็น $\sqrt{2} V_{rms}$ โวลต์ (รูป 9.ค)
เป็นผลให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงขึ้นและสามารถดึงอาร์คที่เกิดขึ้น ยาวขึ้นกว่าเดิม



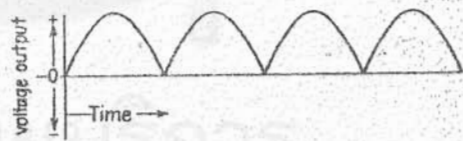
แผนภาพที่ 3 วงจรของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก



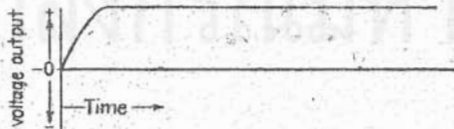
รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง duty cycle กับกระแสที่ใช้งาน



ก.



ข.



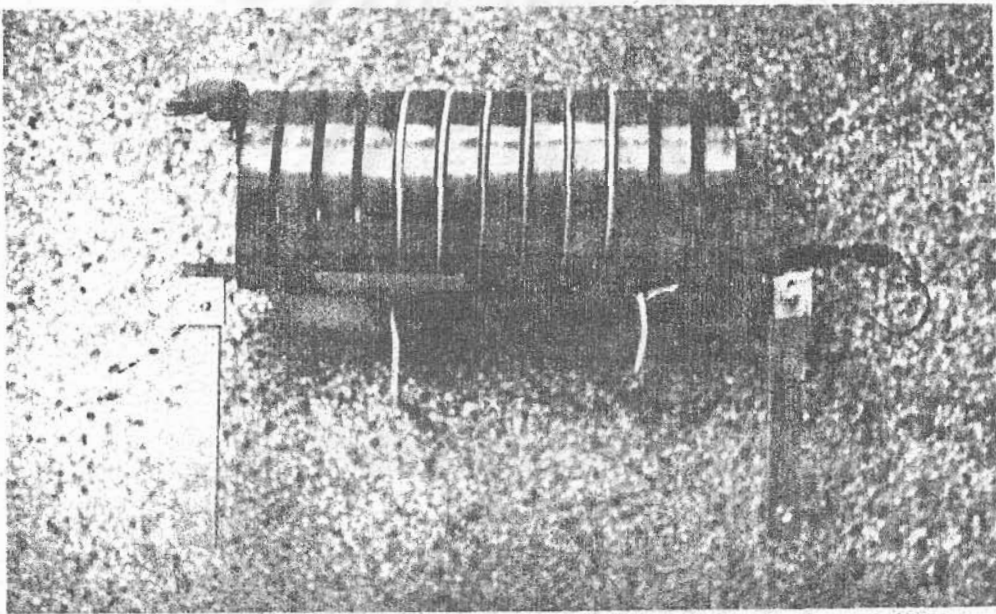
ค.

- รูปที่ 9
- (ก) แสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่ขดทุติยภูมิ
 - (ข) แสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผ่านวงจรเรียงกระแส
 - (ค) แสดงลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผ่านวงจรกรองกระแส

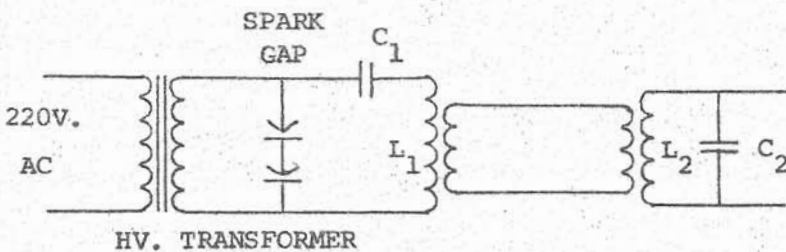


ต้นกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูงความถี่สูง

ออกแบบให้ใช้งานในช่วงความถี่ 3 เมกะเฮิรตซ์ มีแรงดัน 5 กิโลโวลต์ ใช้หลักการเรโซแนนซ์ความถี่ของขดลวดเหนี่ยวนำ (L_1) และคาปาซิเตอร์ (C_1) จากการอาร์คของศักดาไฟฟ้าสูงที่สปาร์คแกป (spark gap) และคัปปลิง (coupling) ความถี่สูงที่เกิดขึ้นออกมาใช้งาน โดยใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์คัปปลิงมายังวงจรจ่ายกำลังหลัก (main supply) ด้วยขดลวดเหนี่ยวนำ (L_2) และคาปาซิเตอร์ (C_2) ซึ่งต่อเป็นวงจรแทงค์ (tank circuit) ดังแผนภาพที่ 4 ขดลวดเหนี่ยวนำ (L_2) จะมีลักษณะพิเศษคือ จะต้องทบทระแแสไฟฟ้าสูงที่ไหลผ่านในวงจรจ่ายกำลังหลักได้ด้วย (เป็น high current coil) ดังรูปที่ 10



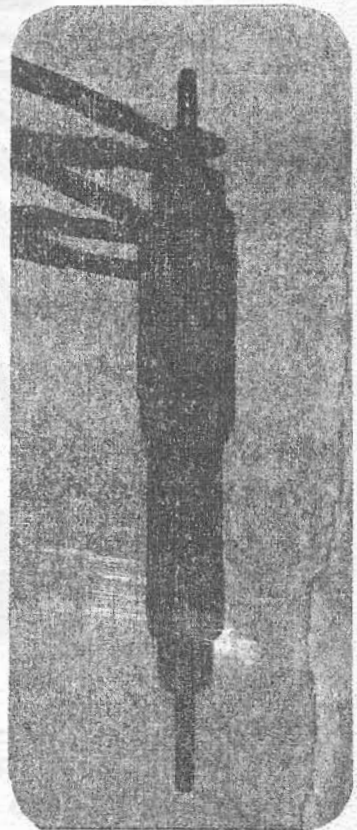
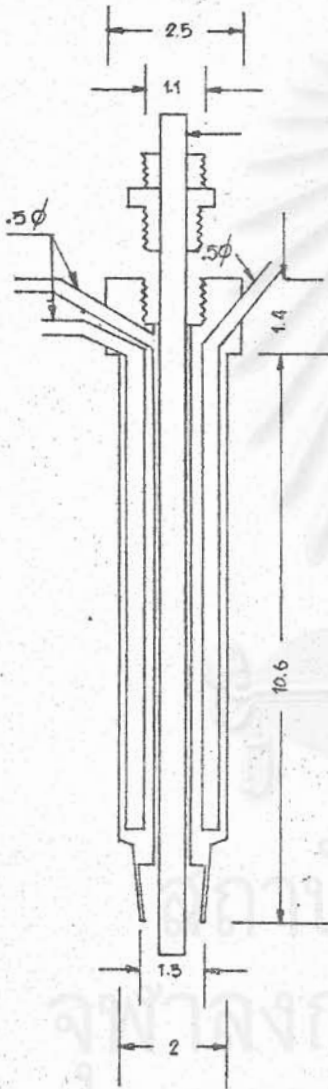
รูปที่ 10 แสดงลักษณะของขดลวดเหนี่ยวนำ (L_2) ซึ่งจะต้องทบทต่อกระแสไฟสูงได้



แผนภาพที่ 4 วงจรกำเนิดศักดาไฟฟ้าสูง ความถี่สูง

คพพลาล์มา

ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดของคพพลาล์มา เบ้าหลอมโลหะ ที่ออกแบบในการใช้ งานจะมีลักษณะดังรูปที่ 11, 12 และ 13 ตามลำดับ

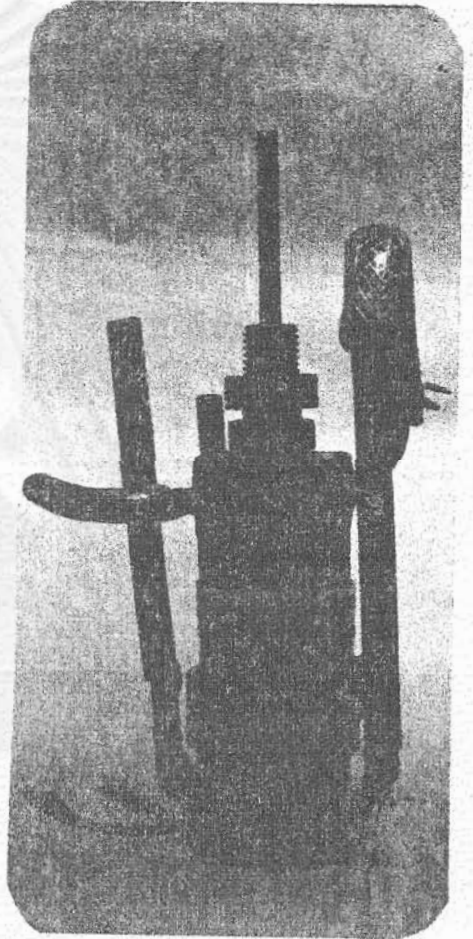
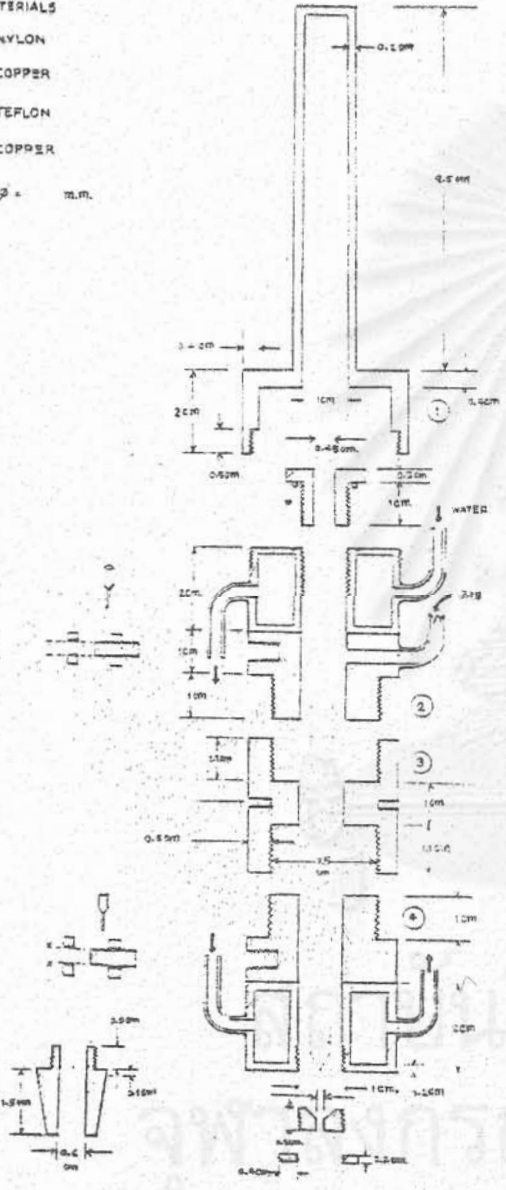


รูปที่ 11 แสดงรายละเอียดของคพพลาล์มาสำหรับการหลอมโลหะ และของจริงที่สร้างขึ้น

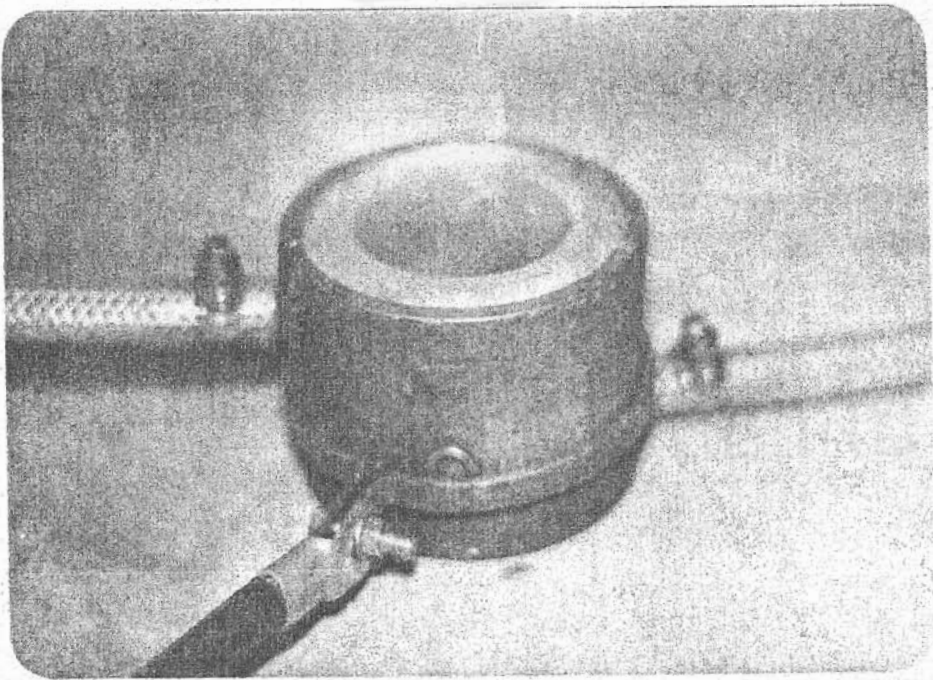
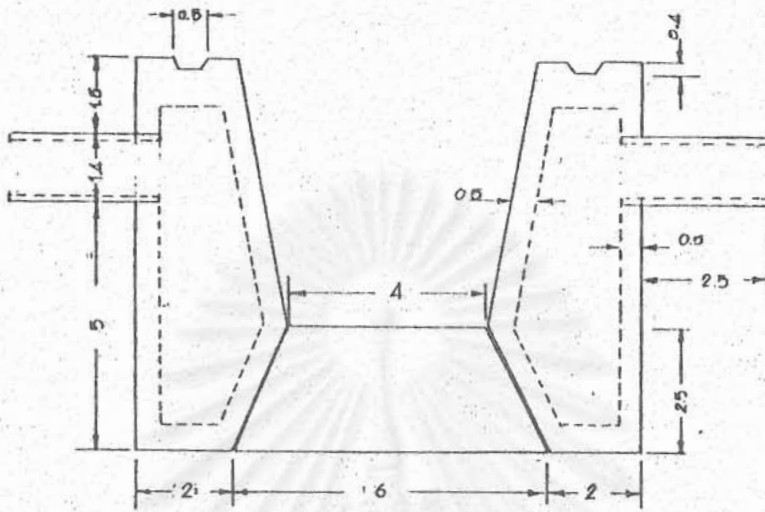
MATERIALS

- ① NYLON
- ② COPPER
- ③ TEFLON
- ④ COPPER

PIPE ϕ = m.m.



รูปที่ 12 แสดงรายละเอียดของคอปเปลล์มาที่ใช้งานเป็นฮีเตอร์ และของจริงที่สร้างขึ้น



รูปที่ 13 แสดงรายละเอียดของเบ้าสำหรับหลอมโลหะ และของจริง
ที่สร้างขึ้น

การเลือกใช้วัสดุในการสร้างคพพลาสมา และเบ้าหุ้มหลอดไฟในการวิจัยนี้ จะอาศัยคุณสมบัติด้านการนำความร้อนและไฟฟ้า ความถี่ตกในการขึ้นรูป และความถี่ตกในการตัดหาวัสดุเป็นหลัก วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้จะมี 5 ประเภทคือ

- แท่งโลหะทั้งสี่เตน ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าลบ
- ทองแดงและทองเหลือง ใช้สร้างคพพลาสมา เบ้าสำหรับหุ้มหลอดไฟ และใช้เป็นขั้วไฟฟ้า
- กราฟไฟท์ ใช้ทำเบ้าสำหรับหุ้มหลอดไฟ และเป็นขั้วไฟฟ้าบวก
- เทฟลอนและพลาสติกบางชนิดใช้เป็นส่วประกอบในการสร้างคพพลาสมาที่ต้องการให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และทนความร้อนไม่มากนัก
- Vycor และเซรามิค ใช้คลุมพลาสมาภายในช่วงที่เกิดอาร์ค

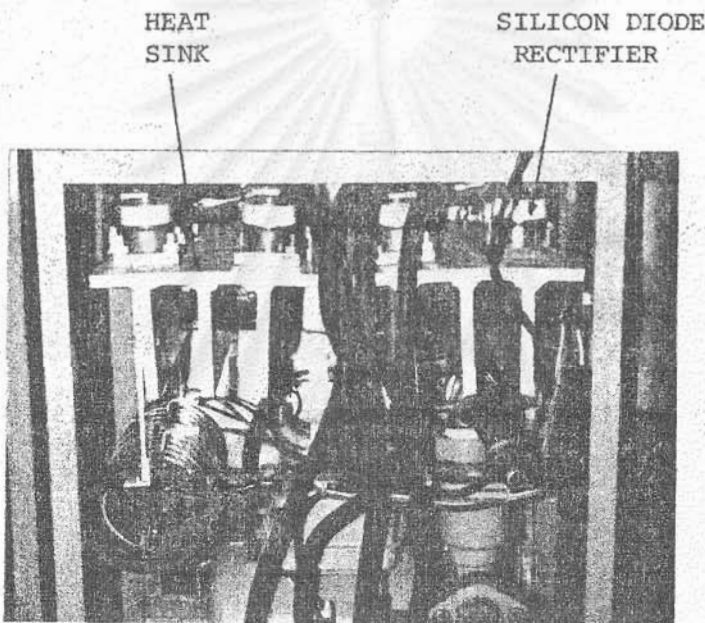
ระบบระบายความร้อนและพลาสมาภายใน

การระบายความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานอยู่ หรือใช้เลเซอร์ใหม่ ๆ ก็ตาม เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานยืนยาวและหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ใช้งาน ภายในเตาอาร์คพลาสมามีส่วนประกอบที่จำเป็นต้องระบายความร้อนอยู่ 3 ส่วน คือ

- คพพลาสมา ใช้น้ำและพลาสมาภายในเป็นตัวระบายความร้อน
- วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ ใช้อากาศเป็นตัวระบายความร้อน (โดยใช้พัดลม)
- เบ้าสำหรับหุ้มหลอดไฟ ใช้น้ำและอากาศเป็นตัวระบายความร้อน ในกรณีของหลอดไฟและกราฟไฟท์ ตามลำดับ

การระบายความร้อนโดยใช้น้ำ จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดกำลังไฟฟ้า 400 วัตต์เฟสเดียว ขนาดท่อเข้า และท่อออก เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. มีอัตราการไหล 36 ลิตรต่อนาที ที่ความสูง 12 เมตร จากระดับเครื่องสูบน้ำ ที่ท่อออกจะใช้หัวฉีดดับเพลิงยาว 1 ฟุต ต่อไว้เพื่อลดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อให้เหลือเพียง 12.7 มม. ซึ่งออกแบบไว้ให้กับเบ้าสำหรับหุ้มหลอดไฟได้โดยตรง การถ่ายเทของน้ำเป็นแบบวงจรปิด (closed loop) มีแท่งค้ำน้ำหนักใหญ่ ล่องแท่ง ๆ ละ 2 ลบ.ม. เป็นถังพักเพื่อความประหยัด และไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนออกจากน้ำอีก

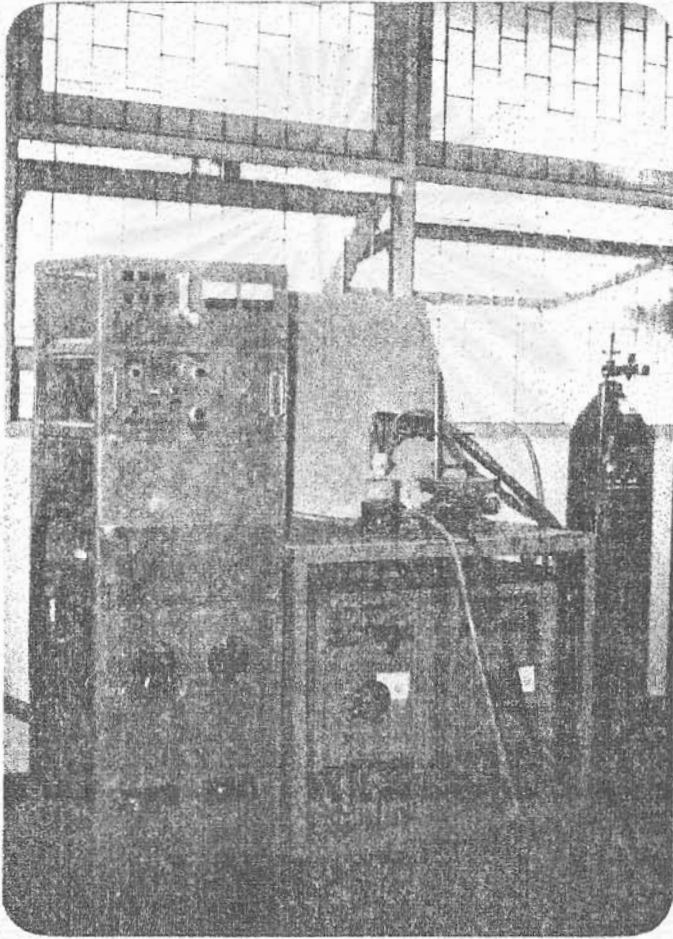
การระบายความร้อนด้วยอากาศออกจากไดโอดซึ่งต่อเป็นวงจรบริดจ์บนแผ่นระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม จะใช้พัดลมขนาดเล็ก 2 เครื่องเป่าให้ความร้อนถูกพาออกไป เพื่อลดอุณหภูมิที่จังก์ชัน (junction) ของไดโอดในขณะที่เกิดอาร์ค เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงมาก (ในช่วง 100-300 แอมแปร์) แผ่นระบายความร้อนที่ใช้ทำจากแผ่นอลูมิเนียมขนาดกว้าง 100 มม. หนา 12.7 มม. นำมาตัดและเชื่อมเป็นกริป และติดตั้งวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 1 ชุด (มีไดโอด 4 ตัว) บนแผ่นระบายความร้อนนี้ 1 ชิ้น ดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 แสดงการติดตั้งไดโอดบนแผ่นระบายความร้อน

พลาสมาก๊าซซึ่งทำหน้าที่ย่อยและระบายความร้อนบางส่วนจากขั้วไฟฟ้าลบ (แท่งโลหะทั้งสี่เตน) และเกิดการแตกตัวเป็นพลาสมาในการวิจัยนี้จะใช้ก๊าซอาร์กอนเพียงอย่างเดียวตลอดการทดลอง เนื่องจากสามารถทำให้เกิดอาร์คพลาสมาได้ง่าย ให้อุณหภูมิสูง และในขณะที่เย็นจะทำให้บรรยากาศเป็นก๊าซเฉื่อยไปด้วย ส่วนก๊าซไนโตรเจนและไฮโดรเจนนั้นจะยังไม่ใช้ เนื่องจากจะต้องใช้แรงดันวงจรเปิดสูงกว่า และศพพลาสมาที่สร้างขึ้นมานี้ยังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นัก อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่ทดลองได้

เตาอาร์คพลาสมาที่สร้างและประกอบเสร็จแล้วจะแสดงในรูปที่ 15

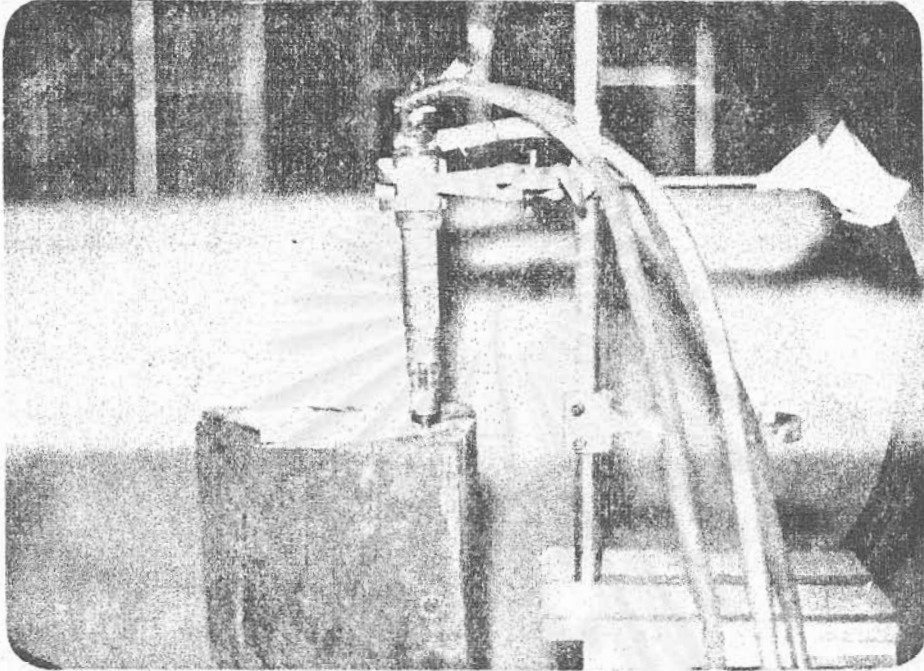


รูปที่ 15 แสดงเตาอาร์คพลาสมาขนาดกำลังไฟฟ้าประมาณ 20kW
ที่สร้างขึ้นสำหรับงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ

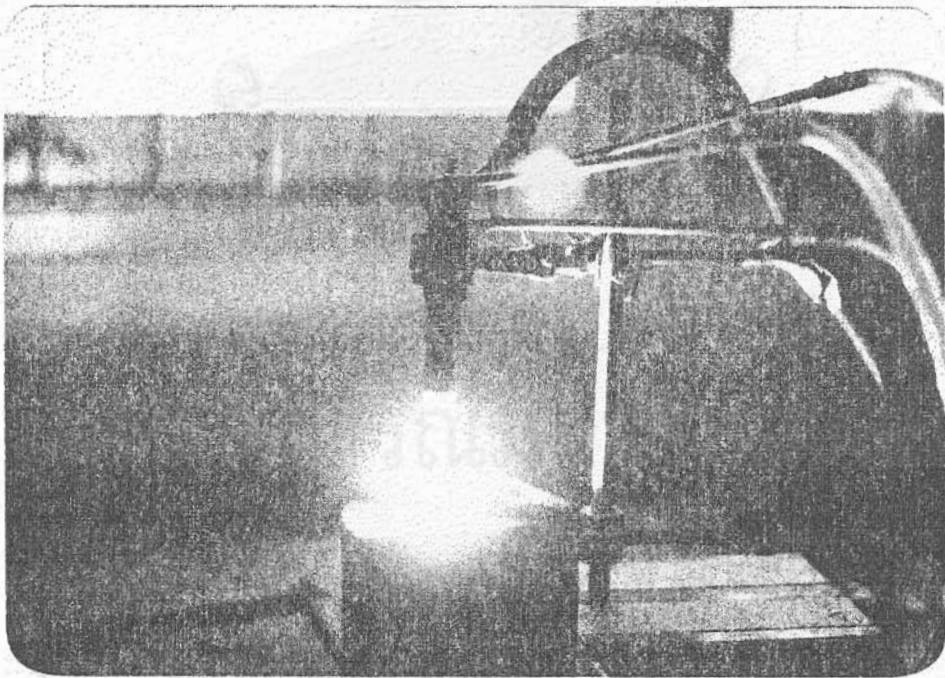
บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การพ่นพลาสมา

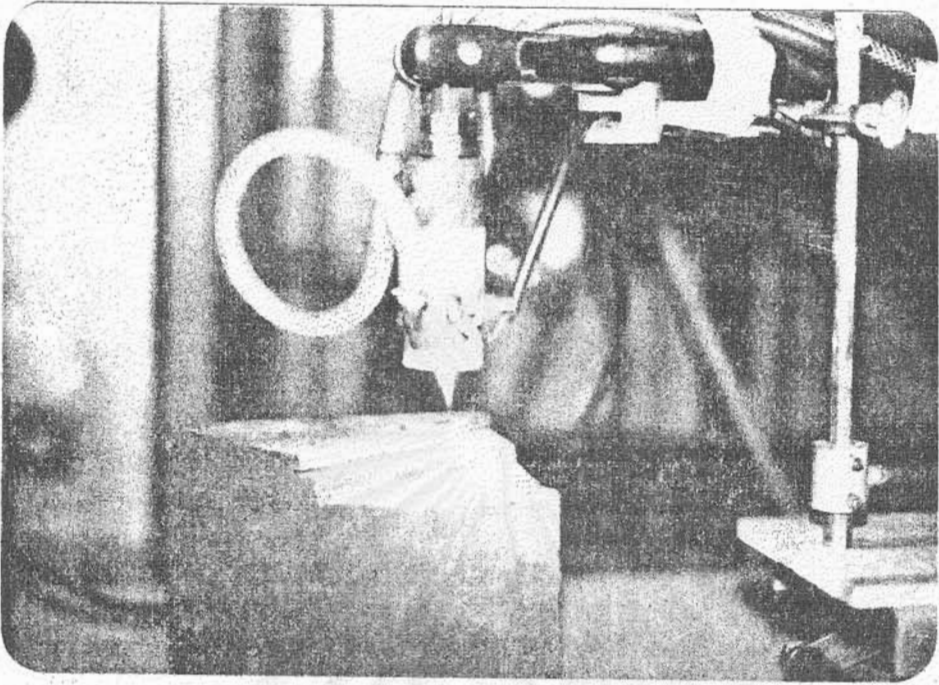


รูปที่ 16.1 ชุดพลาสมาแบบ non-transferred



รูปที่ 16.2 อาร์คพลาสมาขณะสภาวะเสถียร

รูปที่ 16 แสดงการพัฒนา Non-transferred Arc Plasma

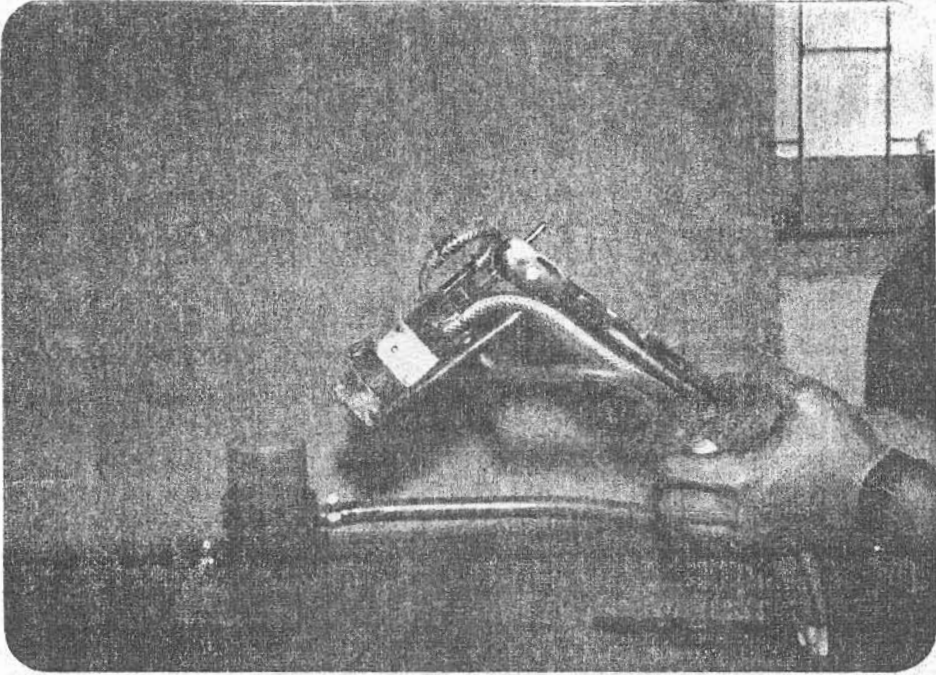


รูปที่ 17.1 ชุดคอปพลาสมา แบบ transferred ขณะเกิด pilot arc

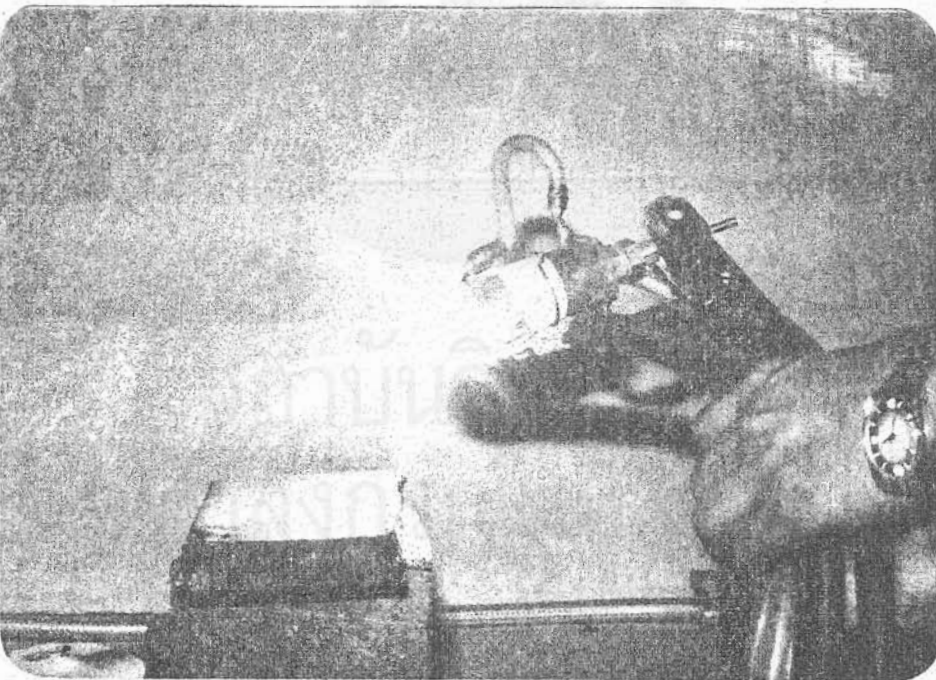


รูปที่ 17.2 อาร์คพลาสมาขณะสภาวะสัสมดุลย์

รูปที่ 17 แสดงการพัฒนา Transferred Arc Plasma



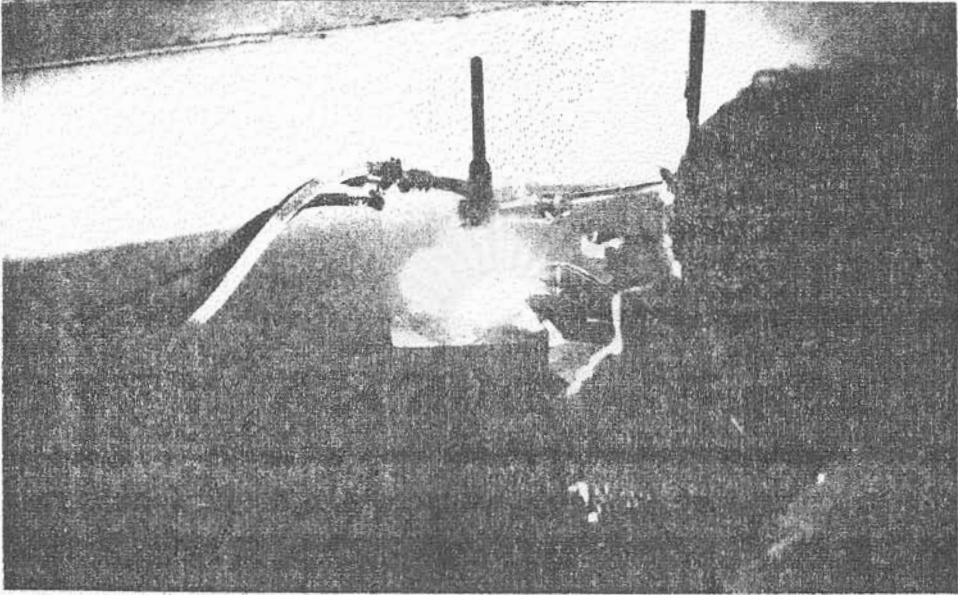
รูปที่ 18.1 ชุดคอปพลาสมาที่ใช่เป็นฮีทเตอร์



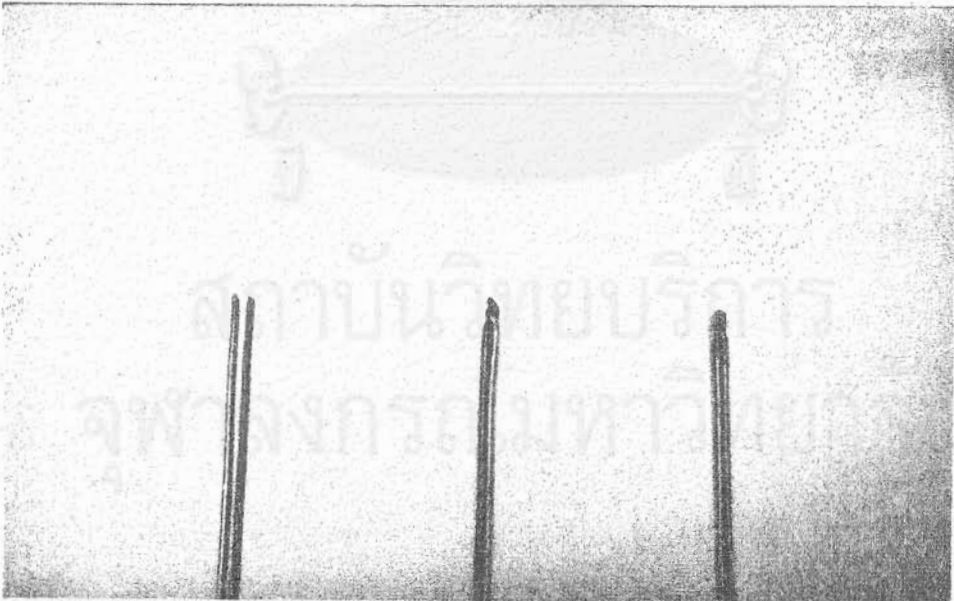
รูปที่ 18.2 พลาสมาฮีทเตอร์ขณะใช้งาน

รูปที่ 18 แสดงการพัฒนาคอปพลาสมาที่ใช้งานเป็นฮีทเตอร์

4.2 การประยุกต์ในงานด้านโลหะกรรมพลาสมา

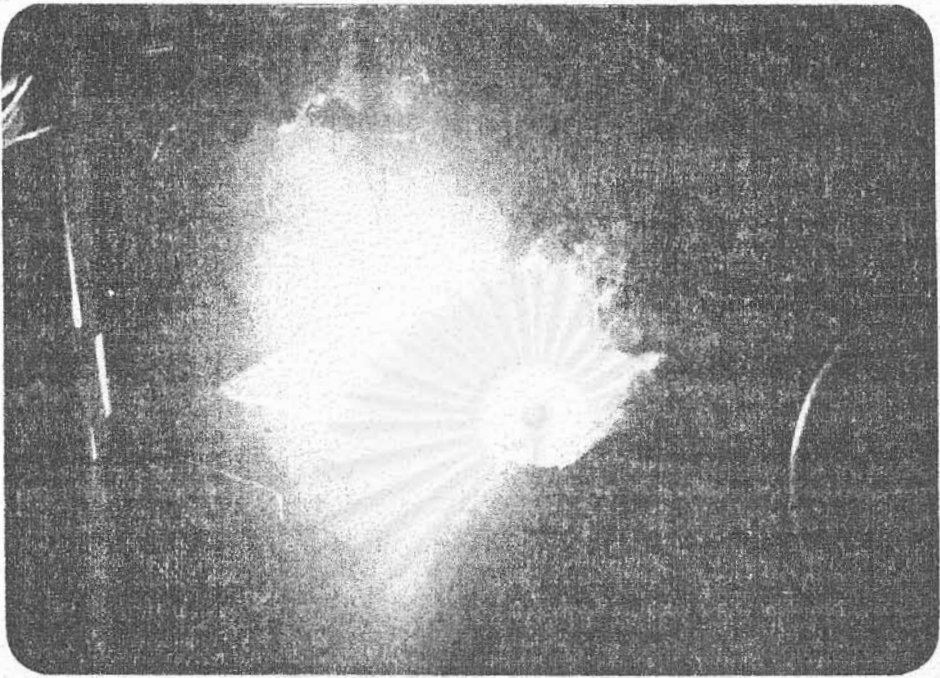


รูปที่ 19.1 การใช้อาร์คพลาสมา แบบ non-transferred เชื่อมรอยต่อ
เทอร์โมคัปเปิล



รูปที่ 19.2 เทอร์โมคัปเปิลชนิดโครเมิล-อลูเมิล หลังเชื่อมด้วยเปลวพลาสมา

รูปที่ 19 แสดงการใช้ประโยชน์ของอาร์คพลาสมาในการเชื่อมรอยต่อ
เทอร์โมคัปเปิล

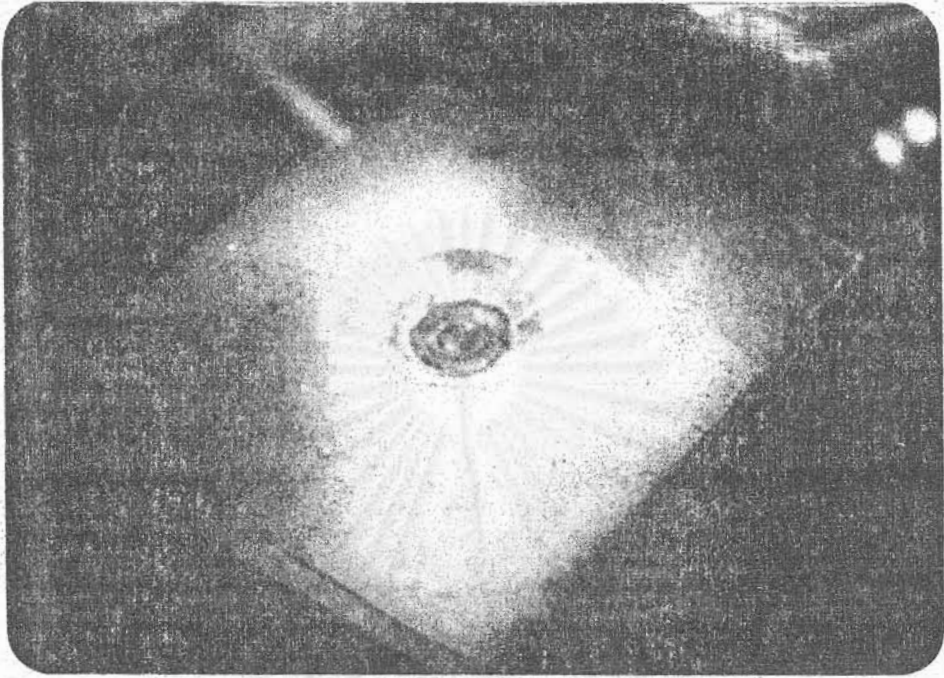


รูปที่ 20.1 การทดลองแร่ตีบุกด้วยพลาสมา

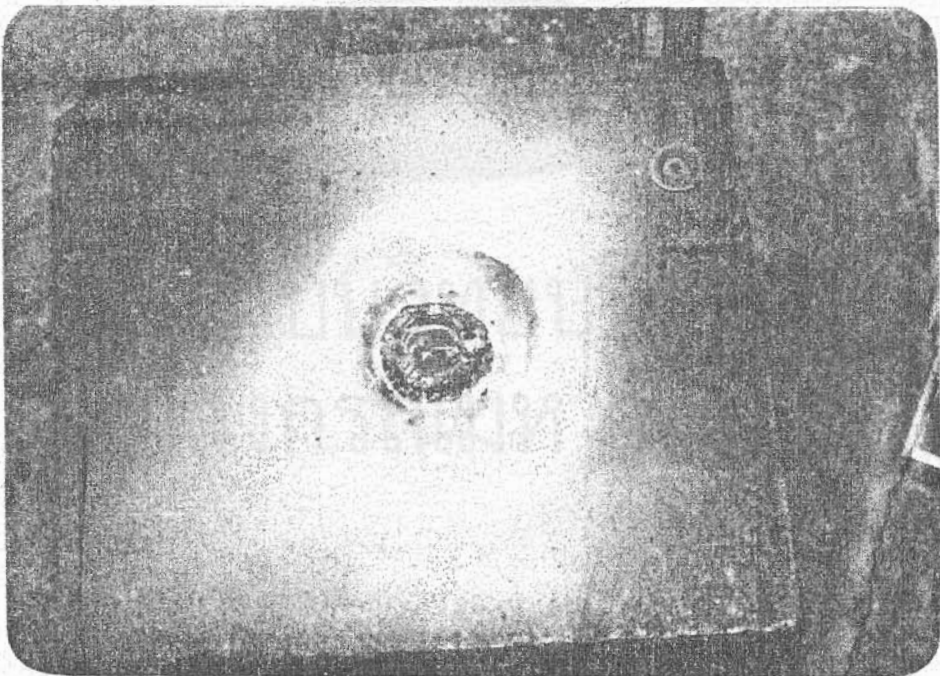


รูปที่ 20.2 โสหะตีบุกและสแลกที่ได้หลังดับอาร์ค

รูปที่ 20 แสดงการใช้ประโยชน์ของพลาสมาในการทดลองโสหะ

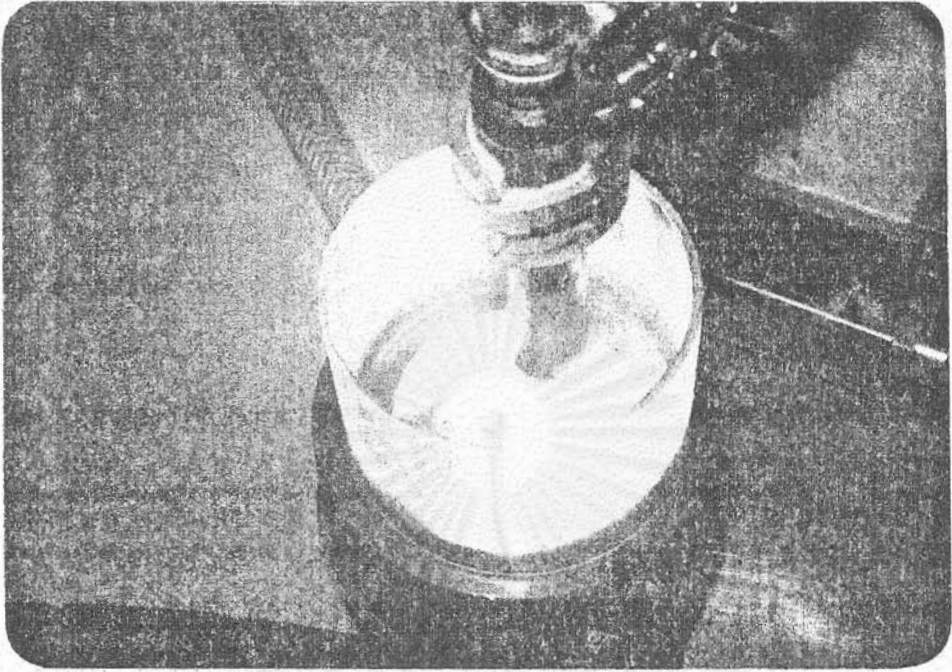


รูปที่ 21.1 โลหะดีบุกและสแลกซ์ยังร้อนอยู่

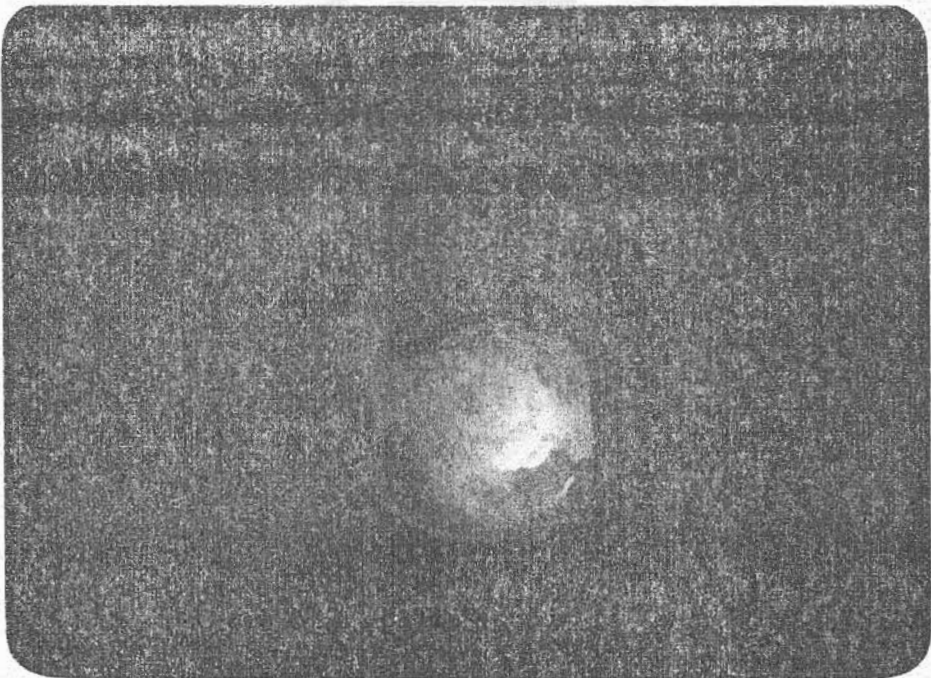


รูปที่ 21.2 โลหะดีบุกและสแลกซ์ที่เป็นตัวแล้ว

รูปที่ 21 แสดงการเป็นตัวของโลหะที่ถลุงใน बै้ากราฟไฟท์

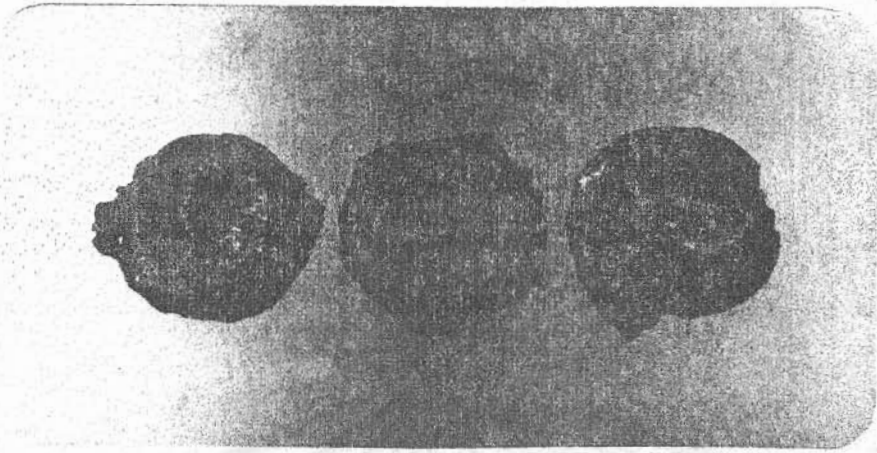


รูปที่ 22.1 การใช้ non-transferred arc หลอมโลหะในเบ้าทองแดง

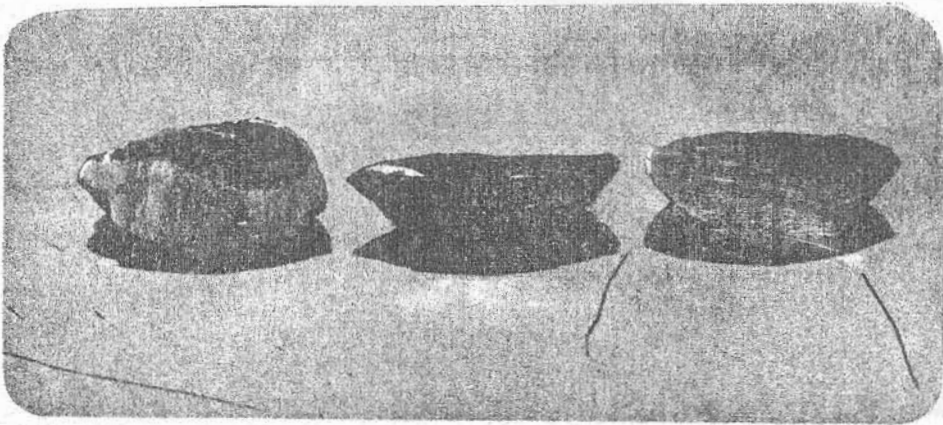


รูปที่ 22.2 โลหะที่หลอมได้ขณะปล่อยให้เย็นตัวในเบ้า

รูปที่ 22 แสดงการใช้ประโยชน์ของอาร์คพลาสมาในการหลอมโลหะ



รูปที่ 23.1 ชั้โลหะเหล็ก, ทองแดง, อลูมิเนียม ที่ได้จากการหลอม
ด้วยอาร์คพลาสมา



รูปที่ 23.2 เนื้อโลหะฝอกจากชั้โลหะที่ได้จากการหลอมเนื้อโลหะ

รูปที่ 23 แสดงตัวอย่างโลหะที่ได้จากการหลอม

วิจารณ์และสรุป

การพัฒนาอาร์คพลาสมาแบบหนี-ทรานส์เฟอรั ใช้คัปพลาสมาที่มีลักษณะและรูปร่างดังรูป 11 การกำเนิดอาร์คทำได้โดย ปรับระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าให้อยู่ห่างกันพอสมควร เพื่อเปิดสิทธิ์ควบคุมการทำงานของต้นกำเนิดคักตาไฟฟ้าถึงความถี่สูงจะเกิดสปาร์คขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ทำให้พลาสมาภายในแตกตัวดังรูป 16.1 เปิดสิทธิ์ควบคุมแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อให้เกิดอาร์คพลาสมาดังรูป 16.2 แล้วปรับความยาวของเสาอาร์คพลาสมาและเพิ่มกำลังไฟฟ้าตามต้องการ (ขึ้นกับ ซี-ไอ กราฟของหม้อแปลงไฟฟ้า) อาร์คพลาสมาแบบหนี-ทรานส์เฟอรันี้ อาจเรียกว่า ไตรโคอาร์ค(direct arc) ก็ได้ เนื่องจากเกิดจากการอาร์คของขั้วไฟฟ้าทั้งบวกและลบโดยตรง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานหลอมโลหะและงานเชื่อมทั่วไป

การพัฒนาอาร์คพลาสมาแบบทรานส์เฟอรั อาศัยการทำให้เกิดโพลตอาร์คขึ้นก่อน จากนั้นจึงใช้แรงดันวงจรเปิดระหว่างขั้วไฟฟ้าบวกของโพลตอาร์คกับขั้วไฟฟ้าบวกของ เ้าหลอมดึงเสาอาร์คพลาสมาที่เกิดให้ยาวขึ้น จากการทดลองได้ลองใช้แผ่นกราฟไฟท์ เป็นขั้วบวกของโพลตอาร์ค แต่เนื่องจากการระบายความร้อนทำได้ไม่สะดวก จึงทำให้อุณหภูมิของแผ่นกราฟไฟท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้านทานไฟฟ้าของกราฟไฟท์ก็เพิ่มขึ้นไปด้วย ผลคือไม่สามารถรักษาโพลตอาร์คให้คงอยู่ได้ และได้แก้ไขโดยใช้ทองแดง เป็นขั้วไฟฟ้าบวกของโพลตอาร์คพลาสมา ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้สะดวกและพอเพียง ผนังของขั้วไฟฟ้าบวกที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนี้ ต้องมีความหนาพอที่จะทนแรงดันของน้ำขณะใช้งานได้ด้วย

การดัดแปลงเอาคัปพลาสมาที่ใช้งานเป็นอีทเตอร์ มาใช้เป็นโพลตอาร์คพลาสมาปรากฏว่าได้ผลดี และใช้งานได้สะดวกโดยจะเกิดโพลตอาร์คพลาสมาขึ้นก่อน ดังรูป 17.1 จากนั้นจึงลดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าบวกของโพลตอาร์คกับขั้วไฟฟ้าบวกของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าหลักให้น้อยลง จนกระทั่งเกิดทรานส์เฟอรัอาร์คพลาสมาขึ้น และปรับส่วพลาสมาให้ได้ความยาวตามต้องการ ดังรูป 7.2 เนื่องจากอาร์คพลาสมาแบบทรานส์เฟอรันี้มักจะทำในท่อควอทซ์ และมีน้ำระบายอยู่ภายนอก เพื่อระบายความร้อน อาร์คที่ดีจะยาวมากกว่าอาร์คที่ได้ทดลองแบบเปิดการใช้พลาสมาในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการถลุงโลหะหรือปฏิกิริยาทางเคมี นิยมใช้อาร์คพลาสมาแบบทรานส์เฟอรัมาก

การพัฒนาคุณภาพล้าสมัยให้เป็นที่เตอร์ จะออกแบบให้มีลักษณะดังรูป 12 การเกิดอาร์ค
 พลาสมาจะเกิดได้ง่าย เนื่องจากระยะห่างระหว่างขั้วทั้งสองคงที่และแคบมาก การออกแบบ
 จะเกิดปัญหาอยู่ในส่วนของขั้วไฟฟ้าบวกและลบ ซึ่งจะต้องอยู่ใกล้กัน และในขณะที่เดียวกันจะต้อง
 มีฉนวนกันไนบริ บริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดอาร์ค ซึ่งต้องทนความร้อนได้ คพพลาสมาที่ออกแบบขึ้น
 พบปัญหาของการสร้าง เนื่องจากหาอย่างกลิ้งที่มีความสามารถและละเอียดไม่ได้ นอกจากนี้ในส่วน
 ของระบบระบายความร้อน จำเป็นต้องแก้ไขเรื่องการไขท่อย่างเป็นท่อน้ำระบายความร้อน ที่คพ
 พลาสมามักจะเกิดการไหม้และละลายขณะใช้งาน ซึ่งเป็นผลจากเปลวพลาสมาเกิดการเปียงเบน
 หูกลับในบริเวณที่ใช้งานจำกัด ซึ่งการแก้ไขแสดงในรูป 17.2 ท่อที่เป็นท่อยาวบริเวณใกล้ขั้ว
 ไฟฟ้าบวก ไขท่อยางแดงต่อให้ยาวขึ้นเปลวพลาสมาที่จะวกกลับมาโดนได้

คพพลาสมาที่สร้างขึ้นนี้ยังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
 แท่งทังสเตนที่ใช้มีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะทนกระแสไฟขนาด 300 แอมแปร์ได้ ดังนั้นการไขงานที่
 ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง จะทำให้บริเวณปลายของแท่งขั้วไฟฟ้าลบที่เป็นทังสเตนเกิดสึก (corrode)
 อย่างรวดเร็ว การวางตำแหน่งของแท่งทังสเตนยังไม่อยู่ในแนวที่ลากผ่านศูนย์กลาง (center
 line) ทำให้ช่องว่าง (gap) ของบริเวณที่เกิดอาร์คมีระยะไม่แน่นอน เป็นผลให้บริเวณที่มี
 ระยะห่างน้อยที่สุด เกิดการสึกมากที่สุดบนขั้วไฟฟ้าบวก อัตราการไหลของพลาสมาอาจจะเปลี่ยนแปลง
 ตามไปด้วย ทิศทางของเปลวพลาสมาที่พุ่งออกมาก็เปลี่ยนเช่นกัน ขนาดและรูปร่างของคพ
 พลาสมาที่สร้างขึ้นเป็นที่เตอร์นี้ ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานทั่ว ๆ ไปได้

การประยุกต์อาร์คพลาสมาในงานถลุงโลหะที่ผู้วิจัยได้ศึกษาคือ แร่ดีบุก ที่เรียกว่า
 แคซีเตอร์ (SnO₂) นำมาผสมกับถ่านโค้ก (coke) หรือถ่านชาร์โคล (charcoal) ซึ่งทำหน้าที่
 เป็นตัวรีดิวซ์ และใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสาน โดยปูนซีเมนต์นี้ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ (flux)
 ในขณะที่ถลุงด้วย การถลุงทำบนเบ้ากราฟไฟท์ ผลการทดลองแสดงดังรูป 20.1, 20.2 หน้า
 27 และ รูป 21.1, 21.2 หน้า 28 ตามลำดับ โลหะดีบุกที่ถลุงออกมา จะแยกตัวจากแอสลัก
 (slag) มารวมกับบริเวณใจกลางเบ้าซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่ง เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะสูง
 กว่าแอสลัก และมีแอสลักซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า และความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า อยู่บริเวณรอบ ๆ
 โลหะดีบุกที่หลอมตัวรวมกัน จากรูปที่แสดงจะเห็นได้ว่าบริเวณขอบของเบ้ากราฟไฟท์ จะมีผงสี
 ขาวตกอยู่ ผงเหล่านี้คือ SnO₂ ที่เกิดจากการที่โลหะดีบุกได้รับความร้อนจากอาร์คพลาสมา
 ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก และระบายความร้อนไม่ทัน จึงมีการระเหยกกลายเป็นไอเกิดขึ้น และทำปฏิกิริยา

กับออกซิเจนในอากาศที่มีอยู่รอบ ๆ เปลวพลาล์มา เกิดเป็น SnO_2 เกาะอยู่บริเวณขอบเบ้า ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าในเบ้า

จากการเปรียบเทียบการถลุงโดยใช้อาร์คพลาล์มาแบบทรานส์เฟออร์ และอาร์คพลาล์มา จากคอปพลาล์มาที่เป็นฮีทเตอร์ พบว่าอาร์คพลาล์มาจากฮีทเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาประมาณความร้อน ไม่เพียงพอ และอัตราการไหลของกาซสูงมาก เป็นผลให้วัสดุที่จะถลุง (charges) ถูกเป่าจน ฟุ้งกระจาย ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานแล้วอัดเป็นเม็ด (pellets) ซึ่งจะใช้ได้ ส่วน อาร์คพลาล์มาแบบทรานส์เฟออร์นั้นให้ปริมาณความร้อนสูงมาก สามารถใช้งานได้ดี แต่เนื่องจาก การเคลื่อนตัวของคอปพลาล์มาไม่สะดวก จึงเป็นผลให้เกิดการกระจายความร้อนไม่ทั่วถึงบริเวณ โลหะที่ปกคลุม เหลวจะได้รับความร้อนมากที่สุด จึงกลายเป็นไอระเหยออกมาดังที่กล่าวมาแล้ว

การประยุกต์อาร์คพลาล์มาในงานหลอมโลหะ ได้ทดลองหลอมโลหะต่าง ๆ คือ ทองแดง อลูมิเนียม และเหล็ก ในเบ้าทองแดงที่สร้างขึ้น ดังแสดงในรูป 22.1, 22.2 หน้า 29 และ 23.1, 23.2 หน้า 30 เนื่องจากเบ้าหลอมนี้ยังไม่สมบูรณ์ คือยังขาดฝาปิดส่วนบน กันอากาศเข้า และคอปพลาล์มาเคลื่อนตัวไม่สะดวก เนื่องจากคอปพลาล์มาที่ออกแบบมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อน จึงทำให้โลหะที่หลอมได้มีอากาศไปทำปฏิกิริยา มีรูพรุนข้างใน และผิวเป็น ออกไซด์ จึงจะต้องพัฒนาต่อไป

การประยุกต์ในการเชื่อมโลหะที่อุณหภูมิสูง ได้ทดลองเชื่อมเทอร์โมคัปเปิลชนิด โครเมล-อลูเมล (chromel-Alumel) เนื่องจากการเชื่อมรอยต่อเทอร์โมคัปเปิลโดยทั่วไป จะใช้รีดิวซิงเฟลม (reducing flame) ของหัวเชื่อมแบบออกซิ-อะเซทิลีน รอยเชื่อมที่ได้ นั้นไม่ประสานกันมีผิวขรุขระ และมีคาร์บอนเข้าไปปนอยู่ด้วย จากการใช้เปลวของนันทราสน์เฟออร์ อาร์คพลาล์มาในการเชื่อม จะได้รอยเชื่อมที่มีปมขนานเล็กผิวเรียบ และประสานกันดี ดังแสดง ในรูปที่ 19.1 และ 19.2 หน้า 26 ก๊าซไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สูงนัก เนื่องจาก อุณหภูมิของอาร์คพลาล์มาสูงมาก เราใช้เพียงบริเวณเปลวเท่านั้น ถ้าใช้ความร้อนจากใจกลาง จะทำให้เทอร์โมคัปเปิลหลอมละลายหมด อย่างไรก็ตามการเชื่อมเทอร์โมคัปเปิลจะต้องอาศัย เทคนิคในการพิจารณาจุดหลอมตัวของโลหะที่จะมาเชื่อมทั้ง 2 เส้น ซึ่งจุดหลอมตัวต่างกันด้วย

การพัฒนาคอปพลาล์มาเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก งานแต่ละประเภทจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ต้องการรูปร่างของคอปพลาล์มาและสมรรถนะ

ในการใช้งานแตกต่างกันไป ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการวิจัยนี้ สามารถสรุปได้คือ

1. การออกแบบคพพลาสมา แล้วหาผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญและความละเอียด ในการสร้างไม่ได้ เช่น กลึงรูปร่างไม่เรียบร้อย อโลหะเหนียวเกินไป ปลายสำหรับลวาม vydor ไม่พอดี การเชื่อมหรือบัดกรีโลหะไม่เรียบร้อย การไหลของน้ำที่ระบายความร้อนของคพพลาสมา ไม่สะดวก เชื่อมขั้วสำหรับต่อไฟฟ้าไม่แข็งแรงพอทำให้ทงกระแสสูงไม่ได้ เป็นต้น
2. วัสดุที่สกัดได้ในประเทศ มีขอบเขตจำกัด โดยเฉพาะแท่งโลหะทั้งสี่เตนที่ใช้ เป็นขั้วไฟฟ้าลว ที่หาซื้อได้มีขนาดเล็กเกินไป และรูปร่างเป็นแท่งทำให้การออกแบบระบบระบาย ความร้อนลำบาก ควรใช้แท่งสี่เตนที่มีลักษณะเป็น tip และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่าเดิม เพื่อสะดวกในการระบายความร้อน
3. ควรมีที่จับคพพลาสมา ให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกในทิศทางต่าง ๆ ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในที่แคบ ๆ เพื่อให้ความร้อนกระจายได้สม่ำเสมอ
4. ควรออกแบบและใช้งานคพพลาสมาให้เหมาะสม ไม่ควรใช้คพพลาสมาผิดงาน หรือออกแบบคพพลาสมาเป็นแบบ general purpose เพราะจะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ

การทดลองต่าง ๆ ที่ได้ พบว่าควรจะมีการสร้าง เครื่องบ่อนผงสำหรับใช้ในงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลาสมา เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสมาสูงมาก แต่มีขนาดของเปลวค่อนข้าง ฉากัด ดังนั้นการใช้เครื่องบ่อนผง บ่อนวัสดุในรูปผงให้ผ่านเข้าไปในเปลวพลาสมา จะช่วย ให้หมดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของผง วัสดุที่ใช้บ่อน (charges) และในขณะที่เตวกันผลที่ ได้จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วย กล่าวคือ วัสดุจะได้รับความร้อนโดยตรงทันที สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดี

สิ่งที่ควรระมัดระวังมากที่สุดในการใช้งาน หรือทำการทดลองกับอาร์คพลาสมาก็คือ อันตรายของรังสีเหนือม่วง ที่มีต่อสายตาและผิวหนังของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะต้องควบคุม การทำงาน และศึกษาปฏิกิริยาอย่างใกล้ชิด เป็นผลให้ได้รับปริมาณรังสีเหนือม่วงและแสงสว่าง ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นมาก เมื่อโดนรังสีเหนือม่วงเป็นเวลานาน หรือได้รับในปริมาณสูงจะทำให้ ผิวหนังเกิดไหม้เกรียม มีอาการแสบและจะลอกออกในเวลาต่อมา ดังรูป 25 หน้า 36 แสง สว่างที่เกิดขึ้นซึ่งมีรังสีเหนือม่วงรวมอยู่ด้วยนี้ ถ้ายืนตาได้รับมากจะทำให้อักเสบ ปวดเมื่อยตา ซึ่งถ้าได้รับมากจนอาจทำให้ตาบอดได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการตั้งอาร์คยาว ปริมาณรังสีก็จะ เพิ่มขึ้นด้วย

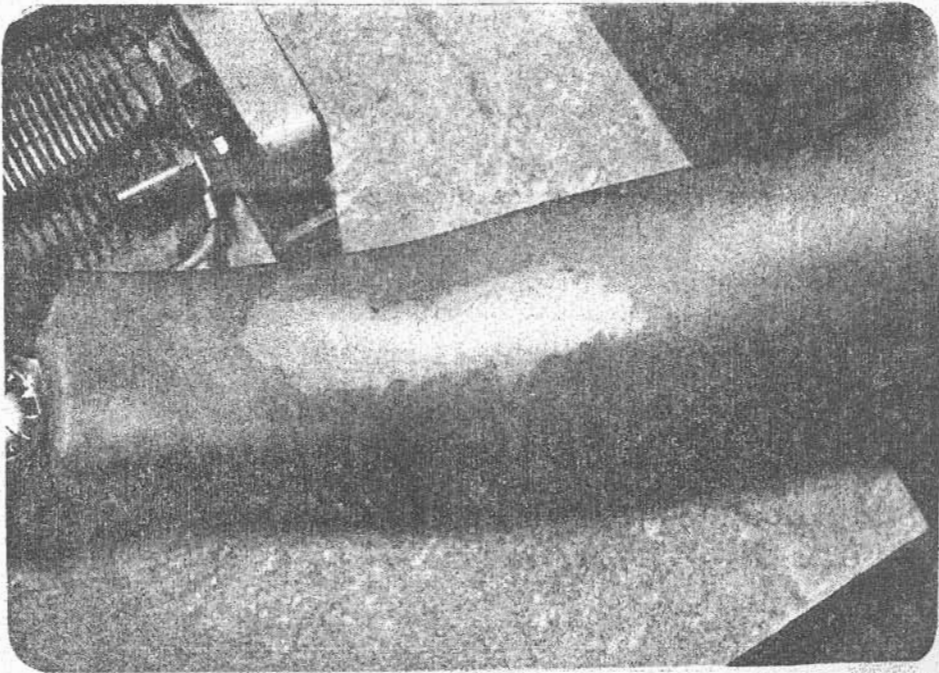
นอกจากนี้ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากการกลายเป็นไอของวัสดุ ในขณะที่ใช้สารพัดลามา
ในการหลอม เชื่อม และถลุงโลหะอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ เมื่อหายใจเข้าไปในปริมาณ
มาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับสารรังสีต่าง ๆ ควันระมัดระวัง เรื่องการฟุ้งของ
สาร การเปื้อนระเหยอินทรีย์ในบริเวณทำงานและเสื้อผ้า และทางที่ตีควรถ้าในตู้ควัน เพื่อ
จะได้ดูดควันที่ฟุ้งออกไป



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 24 แสดงการสีกของชั้วไฟฟ้าลบ เนื่องจากกระแสสูงเกินไป



รูปที่ 25 แสดงผลของรังสีเหมือม่วงที่ติดต่อดิวทังขณะปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม

1. E.L.El-wakil, Nuclear Energy Conversion. McGraw-Hill
2. John R.Larmarsh. An Introduction to Nuclear Engineering
3. วิรุฬห์ มังคละวิรัช และสุวิทย์ ปุณณชัยยะ. การพัฒนาอาร์คพลาสมา. โครงการวิจัย
เลขที่ 47-MRD-2522 รุ่นส่งเสริมการวิจัยวิศวกรรมค่าลัตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
4. D.A. Gerdeman & N.L. Heeht., Springer-Verlay, Wier. Applied
Mineralogy vol 3 : Arc Plasma Technology in Material Science
New York 1972
5. F.P. Edneral Electrometallurgy of Steel and Ferro-alloys
vol. I, II. Mir Publishers, Moscow.
6. Sven Santen, SE AISI Quartery. Plasma red-A Technology for the
Manufacture of Sponge Iron. Vol.9-3, 1980, pp. 55-58
7. J.Vallomy, SE AISI Quartery. Use of Sponge Iron in Electric
Arc Furnace. Vol. 9-1, 1980, pp. 65-71
8. Centorr Association, Inc. Single Arc Furnace and Tri-Arc
Furnace.

